

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 8 月 11 日 (11.08.2005)

PCT

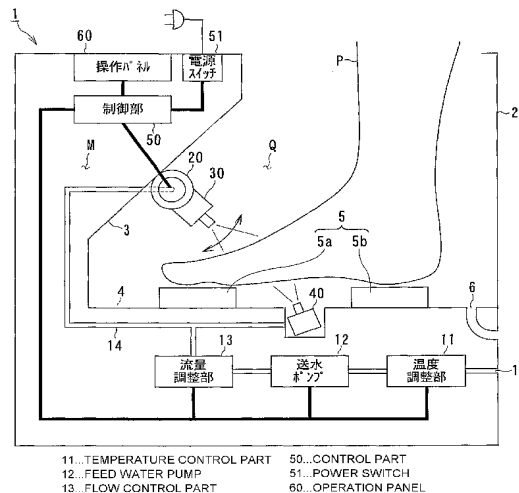
(10) 国際公開番号  
WO 2005/072673 A1

- (51) 国際特許分類: A61H 9/00 (72) 発明者; および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004050 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 勝川 由美子 (KATSUKAWA, Yumiko). 鈴木 貴弘 (SUZUKI, Takahiro). 須山 博友 (SUYAMA, Hirotomo). 濱田 靖夫 (HAMADA, Yasuo).  
(22) 国際出願日: 2004 年 3 月 24 日 (24.03.2004) (74) 代理人: 波多野 久, 外 (HATANO, Hisashi et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目 1 7 番 1 6 号 宮田ビル 2 階 東京国際特許事務所 Tokyo (JP).  
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 波多野 久, 外 (HATANO, Hisashi et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目 1 7 番 1 6 号 宮田ビル 2 階 東京国際特許事務所 Tokyo (JP).  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ: 特願2004-025946 2004 年 2 月 2 日 (02.02.2004) JP (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東陶機器株式会社 (TOTO LTD.) [JP/JP]; 〒8028601 福岡県北九州市小倉北区中島 2 丁目 1 番 1 号 Fukuoka (JP).

[続葉有]

(54) Title: INFERIOR LIMB WATER JETTING DEVICE

(54) 発明の名称: 下肢吐水装置



(57) Abstract: An inferior limb water jetting device, comprising a foot front surface water jetting part for jetting water toward the front surface of the foot of a user and a water jetting part directional moving mechanism for reciprocatingly moving the direction of jetting water from the foot front surface water jetting part along the major axis of the foot. The water jetting device is characterized in that, more desirably, the foot front surface water jetting part comprises, when used, a plurality water jetting ports arranged parallel with each other in the lateral direction of a foot back part for each of the right and left feet or a jetting water pressure applied to water hitting points is varied according to the moved positions of the moving water hitting points or the jetted water amount is varied according to the moved positions of the moving water hitting points. By this configuration, the inferior limb water jetting device capable of providing large comfortableness by effectively irritating sensory receptors in skin can be provided.

(57) 要約: 本発明の下肢吐水装置は、使用者の足の表側を指向して吐水する足表吐水部と、該足表吐水部の吐水の指向先を足の長軸方向に沿って往復移動させる吐水部指向先移動機構とを備え、より好適には、前記足表吐水部は、使用時における足甲幅方向に並列された複数の吐水口を左右の足夫々に対して有し、又は、前記着水点が受ける吐水の圧力を、移動する前記着水点の移動する位置に応じて変動させ、若しくは、吐水量を、移動する前記着水点の移動する位置に応じて変動させること

[続葉有]

WO 2005/072673 A1



NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明 細 書

## 下肢吐水装置

## 5 技術分野

本発明は、下肢を指向して吐水する下肢吐水装置に係り、特に皮膚に存在する感覚受容器を効果的に刺激するように吐水する下肢吐水装置に関する。

## 背景技術

- 10 近年、健康に対する人々の関心が高まるにつれ、足を収納する容器と該容器内に収納された足に向かって吐水するノズルとを備える足マッサージ装置等と呼ばれるものが注目されている。

- その理由として、このタイプのものは、容器内に溜められた温水に気泡を発生させその温水に足を浸すタイプのものと同様、靴下等を脱ぐだけで手軽に足の汚れを  
15 落とせる、温水を使用することから血行増進が図られる等の他に、マッサージ効果を有することから、足の疲労の回復や足のむくみの除去、肌に対する美容効果等も期待できることが挙げられる。

- ところで、生理学の分野では、皮膚面には、数種類の感覚受容器が存在し、それぞれの受容器が反応して温・冷・痛・触（圧）といった感覚の様相をもたらすとい  
20 われている。これら皮膚感覚を構成する受容器は、感覚様相に応じて大きく三つに分類される。すなわち、触（振動・圧・伸張）に反応する触覚受容器、温・冷（温度の変化）に反応する温度受容器、痛に反応する侵害受容器である。

- このうち、特に触覚刺激に反応する受容器には以下の種類が存在する。まず、メルケル盤は、無毛部表皮胚芽層にあるメルケル細胞と、これに接合（シナプス）す  
25 る神経終末からなる。順応の遅いタイプで、皮膚変位の大きさに比例する応答を示す。受容野が狭く、局所的な持続的接触すなわち圧刺激を検出する。メルケル盤は、おもに軽い触覚に反応する。振動刺激としては、周波数 63 Hz 以下に反応すると考えられている。

- ピンカス小体は、有毛部皮膚の毛の根もとにある平滑な円板状の盛り上がりで、  
30 この下にある真皮乳頭には 1 本の有随繊維に支配されるいくつかのメルケル細胞の集合がみられる。毛盤または触覚盤とも呼ばれる。

ルフィニ終末は、真皮下層や皮下細胞にある小胞に包まれた神経終末である。メ

ルケル盤と同じく遅順応型の受容器で、皮膚変位の大きさに比例した応答を示す。メルケル盤と異なり真皮層に存在するため、遠い部位に加わった変位、たとえば皮膚が引っ張られることなどでも興奮する。ルフィニ終末は、通常毛のある皮膚、ない皮膚の両方にみられる。

- 5        マイスネル小体は、真皮乳頭の中にある小体で、不規則に分枝して終わる有随神経の終末が卵型の小包に包まれている。速順応型で持続的な皮膚圧迫には急速に順応し応答しなくなる。触刺激による皮膚変位の速さを検出するのに適する。マイスネル小体は、毛のない皮膚、掌や足裏にみられ、皮膚を歪めるような横向きの刺激に敏感である。振動刺激の周波数範囲は16～31.5 Hzに反応すると考えられ  
10        ている。

- パチニ小体は、真皮下層や皮下組織にある直径約1 mmの大きい層状構造を持つ受容器である。皮膚変位の加速度を検出する。すなわち、非常に順応が速く、200 Hz前後の繰り返し刺激を与えたとき閾値が最低となる。非常に感度がよく、接触のときまず興奮するのはパチニ小体と考えられる。パチニ小体は皮下組織のほか  
15        、深部組織たとえば骨膜、骨間膜、内臓にも広く分布して伝播してくる振動をとらえる。パチニ小体は、掌や足裏に多く分布し、特に圧の刺激に敏感である。

- 毛（毛包受容器）は鋭敏な触覚器官である。毛根には神経が豊富に分布し、柵状に巻きついた終末をなして、毛幹の傾きの変化をとらえる。順応は速い。（以上、本郷利憲他監修、「標準生理学」第5版、株式会社医学書院、2000年12  
20        月、p. 211－212、及び、伊藤謙治他編、「人間工学ハンドブック」、株式会社朝倉書店、2001年6月、p. 77－78参照）。

以上をまとめたものが第1図である。以上より、皮膚は、指や手の掌面、足底などの無毛部と、そのほかの大部分の体表面を占める有毛部とに分けられるが、無毛部と有毛部とでは受容器の種類や分布様式が多少異なることが分かる。

- 25        また、受容器の分布密度は、身体各部位においても異なる。皮膚上で2点に同時に触れた場合、2点の間隔が遠ければ2点であることを感知し、2点の距離が近づくと、1点を刺激されたように感じる。その限界距離を2点識別閾といい、距離が短いほど、触覚に対して敏感であることを示す。2点識別閾値の距離は測定する方向によって異なり、腕や脚では縦方向より横方向で小さく、体幹では逆に横方向で  
30        大きい。

身体各部位の2点識別閾を第2図に示す。四肢では、大腿－上腕、下腿－前腕と対応する部位の2点識別閾がほぼ同じであり、末端にいくほど触覚に対して敏感で

ある。この傾向は特に末端部内側で著しい（山崎信寿編、「足の事典」、株式会社朝倉書店、1999年12月、p. 72-73参照）。

とすれば、触覚刺激に対して特に敏感な部位である足に対して、これら多種、多数の受容器の特性に応じた刺激を与えれば、より多くの受容器がより大きく興奮し、それにより、より大きな快感を得られるはずである。すなわち、触、圧、変位、変位速度、変位加速度、面内歪み、振動（周期により対応受容器が決定される）の変化に富んだ刺激を与えれば、使用者がより満足度の高い快感を得ることができるはずである。また、同時に、これらの刺激が末梢神経を介して中枢神経に伝播し、それが自立神経に影響を与えて、気分や体のリラックスが得られるはずである。そのためには、例えば、使用中に、異なる種類の受容器に刺激を与える、より受容器が密集した部位を刺激する、刺激の強さに強弱をつける、刺激の方向を変動させる等を行うことが考えられる。

しかしながら、従来の足マッサージ装置は、血流やリンパの流れ等循環系の流れを促進することに主眼を置いており、皮膚表面の受容器から神経を介して感じる快感を高めることに着目したものはなかった。

たとえば、足の裏面（無毛部）及び表面（有毛部）の夫々に対して吐水してマッサージすることによりマッサージ効果を高めようとするものが知られている（例えば、特表平10-510465号公報参照。）。確かに足の裏面と表面とでは受容器の分布も異なり、より複雑な触覚を得ることはできるかもしれないが、吐水先が固定されているため、受容器が遅かれ速かれ順応してしまい、この快感を持続させることはできない。

そして、ウォータージェットの吐水先を任意に変更できるものや（例えば、特開平3-111049号公報参照。）、温水に足を浸すタイプのものではあるが、それに加えて、気泡を混入させた噴射流の強弱を調整可能なものも提案されている（例えば、特開2002-153537号公報参照。）。これらにおいても、使用前に好みの向き、強さに調整できるというだけであって、使用中に自動的に変動するものではなく、したがって、受容器に与える刺激は単調なものにとどまる。

また、足マッサージ装置以外の技術分野では、吐水口を移動式にしたものもあるが（例えば、特開平8-252293号公報参照。）、やはり、受容器を意識したものは見あたらない。或いは、「つぼ」を指向して吐水するという、吐水先を意識したものも提案されているが（例えば、特開昭59-146654号公報参照。）、「つぼ」と受容器とでは性質が異なるために効果も異なり、その目的達成手段も

自ずと異なるはずである。

本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、皮膚に存在する感覚受容器を効果的に刺激して、より大きな快感を得られる下肢吐水装置を提供することを目的とするものである。

5

#### 発明の開示

本発明に係る下肢吐水装置は、上述した課題を解決するために、使用者の足の表側を指向して吐水する足表吐水部と、該足表吐水部の吐水の指向先を足の長軸方向に沿って移動させる吐水部指向先移動機構とを備えるものである。この下肢吐水装置は、さらに使用者の足を収納する容器本体を備えるものであってもよい。

10

前記足表吐水部は、より好適には、使用時における足幅方向に並列された複数の吐水口を左右の足夫々に対して有するものとすることができる。

次に、上述した課題を解決するために、本発明に係る吐水部指向先移動機構による前記吐水を受ける着水点の移動の経路には、足趾が含まれるものである。

15

そして、上述した課題を解決するために、本発明に係る足表吐水部は、移動する前記着水点の位置に応じて、該着水点を受ける吐水の圧力を変動させるものであり、より好適には、前記足表吐水部は、さらに、前記着水点の前記足趾にあるときに着水点を受ける吐水の圧力を最も高くするようにしてもよい。

20

また、上述した課題を解決するために、本発明に係る足表吐水部は、移動する前記着水点の位置に応じて吐水量を変動させるものであり、より好適には、前記足表吐水部は、さらに、前記着水点の前記足趾にあるときに最も多流量で吐水するようにしてもよい。

25

さらに、上述した課題を解決するために、本発明に係る吐水部指向先移動機構は、使用者の皮膚表面に対する着水の角度が変わるように、前記着水点の移動に応じて、前記足表吐水部を移動させるものである。より好適には、吐水部指向先移動機構は、前記着水点の足の長軸方向に沿って移動するように、前記足表吐水部が回転及び回動のいずれかを行うことを軸支する回転軸を備えるものであり、さらに好適には、この回転軸は、前記容器本体内において、使用時における第五趾の付け根の位置の直上又はそれより趾先側において軸支されるように構成してもよい。

30

さらにまた、上述した課題を解決するために、本発明に係る吐水部指向先移動機構による前記着水点の移動は、該移動の周期の中に、前記足表吐水部からの吐水が足趾に当たらない期間を有するものである。

またさらに、上述した課題を解決するために、本発明に係る足表吐水部は、連続して吐水しつつ、前記吐水部指向先移動機構により前記着水点を足の長軸方向に沿って往復移動させるものである。

一方、上述した課題を解決するために、本発明に係る下肢吐水装置は、足の裏側を指向して吐水する足裏吐水部をさらに備えるものである。この場合、より好適には、前記足裏吐水部の吐水量及び吐水圧の少なくとも一方は、周期的に変化するものであってもよい。

そして、足表吐水部及び足裏吐水部の少なくとも一方は、吐水方向を周期的に揺動させるものとしてもよい。

10     なお、足の「ユビ」を手の「指」と区別するため、特に「趾」と表記する場合がある（例えば、外反母趾等）。本願でもこの表記を採用している。また、本願でいう「足表」は、「足裏」に対応するものであり、足爪、足趾及び足甲を含む部分という。そして、本願でいう「第五趾」は、一般的には「足の小指」と言われるものである。

15

#### 図面の簡単な説明

添付図面において、

第1図は、皮膚の感覚受容器の分類をまとめた表である。

第2図は、身体各部位の2点間識別閾をまとめた表である。

20     第3図は、第1の実施形態に係る下肢吐水装置の全体構成の概要を示す図である。

第4図は、足表ノズルと足裏ノズルを示す平面図である。

第5図は、足表ノズル駆動部のカムとリミットスイッチとの関係を示す説明図である。

25     第6図は、(A)は、旋回流に適した足裏ノズル横方向断面図、(B)は、(A)におけるG-G矢視図である。

第7図は、電氣的な系統を示すブロック図である。

第8図は、足裏ノズルの挙動について説明する図である。

第9図は、足裏ノズルの吐水の様子を説明する図である。

30     第10図は、下肢吐水装置のマイコンによって実行される足表ノズルの吐水処理を示す概略フローチャートである。

第11図は、吐水部移動先移動機構と使用者の足との位置関係を説明する図であ

る。

第 12 図は、第 1 の実施形態に係る吐水部指向先移動機構であるギア駆動機構を模式的に示す図である。

第 13 図は、吐水部指向先移動機構の変形例を示すものであり、(A) はダイレクト駆動機構、(B) はベルト駆動機構、(C) はリンク機構を示す図である。

第 14 図は、吐水部指向先移動機構の他の変形例を示すものであり、(A) はスライダークランク機構、(B) はギアスライド機構、(C) はリンク機構を示す図である。

第 15 図は、吐水部指向先移動機構の電力によらない変形例として水車駆動機構を示す図であり、(A) は縦断面図、(B) は横断面図である。

第 16 図は、第 2 の実施形態に係る下肢吐水装置の全体構成の概要を示す図である。

第 17 図は、第 2 の実施形態に係る吐水部指向先移動機構であるボールネジスライダ機構を模式的に示す図である。

第 18 図は、第 2 の実施形態に係る吐水部指向先移動機構の変形例を示すものであり、(A) はベルトスライダ機構、(B) はスライダークランク機構、(C) はギアスライド機構を示す図である。

第 19 図は、第 2 の実施形態に係る吐水部指向先移動機構の電力によらない変形例として水車駆動機構を示す図であり、(A) は縦断面図、(B) は横断面図である。

第 20 図は、第 2 の実施形態に係る吐水部指向先移動機構の電力によらない変形例として水圧駆動機構を説明する図である。

第 21 図は、浴室内に一体に組み込まれた下肢吐水装置の例を示す図である。

第 22 図は、本発明に係る下肢吐水装置の第 3 の実施形態の外観を示す図であり、(A) は平面図、(B) は正面図、(C) は左側面図、(D) は背面図である。

第 23 図は、第 3 の実施形態に係る下肢吐水装置の開閉カバーが開いた状態における外観図であり、(A) は平面図、(B) は正面図、(C) は右側面図である。

第 24 図は、本実施形態に係る下肢吐水装置の排水方式を説明する図であり、ワンタッチ継ぎ手を介して、(A) はホースを、(B) はタンクを、それぞれ接続する図である。

第 25 図は、第 3 の実施形態に係る下肢吐水装置の操作パネルを示す図である。

第 26 図は、第 22 図の A-A 断面図である。



第図 27 図は、第 23 図の F-F 矢視図である。

第 28 図は、足趾吐水ノズルの詳細を説明する図であり、(A) は第 23 図の略 H-H 矢視図、(B) は (A) の略 J-J 矢視図である。

第図 29 図は、本実施形態に係る下肢吐水装置の装置主要部を示す図であり、(A) は第 22 図の B 方向矢視図、(B) は C 方向矢視図である。

第 30 図は、水位検知センサの概略構成を説明する図である。

第 31 図は、第 28 図の X 部拡大図である。

第 32 図は、第 22 図の D-D 断面の斜視図である。

第 33 図は、第 22 図の略 D-D 断面図である。

第 34 図は、本実施形態に係る下肢吐水装置のヒータを説明する図であり、(A) は E-E 断面の斜視図、(B) はヒータの変形例を示す図である。

第 35 図は、準備作業の流れを説明するフローチャートである。

第 36 図は、吐水作業の流れを説明するフローチャートである。

第 37 図は、足趾ノズルの回動作業の流れを説明するフローチャートである。

第 38 図は、循環する吐水の水温を維持する作業の流れを示すフローチャートである。

第 39 図は、第 3 の実施形態に係る下肢吐水装置のリモートコントローラを示す図である。

第 40 図は、第 3 の実施形態に係る下肢吐水装置の変形例として、給水管直結式としたものを示す斜視図である。

第 41 図は、第 3 の実施形態の変形例における吐水作業の流れを説明するフローチャートである。

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明に係る下肢吐水装置の第 1 の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。第 3 図は、本実施形態に係る下肢吐水装置の全体構成の概要を示す図である。この実施形態に示された下肢吐水装置 1 は、大別して、使用者 P の下肢を収納する容器本体 2 と、収納された使用者 P の足を載置可能に形成された足置き台 5 と、容器本体 2 の内部に収納した下肢を指向して水を吐出する吐水手段と、この吐水手段からの吐水の指向先を移動させる吐水部指向先移動機構 20 と、斯かる吐水に使用される水を供給する給水手段と、これら各手段を制御する制御部 50 とを備える。

容器本体 2 は、合成樹脂等防水性のある材料で形成され、第 3 図に示したように、略直方体状の箱体を成している。この容器本体 2 の内部は、隔壁 3 及び隔床 4 により、下肢を収納可能な下肢収納空間 Q と、上記給水手段、制御部等を収納する装置主要部 M とに隔てられる。

- 5 足置き台 5 は、隔床 4 上に突設された、左右のつま先を載置するつま先台 5 a と、左右の踵を載置する踵台 5 b とから構成される。したがって、つま先台 5 a と踵台 5 b とは、2 本の平行な棒状体が横設された形状を呈する。これらつま先台 5 a 及び踵台 5 b は、左右独立した形状としてもよい。

- つま先台 5 a と踵台 5 b との略中央、使用者 P の足が載置された場合に土踏まず  
10 が位置する付近の装置主要部 M 内には、左右の足裏それぞれに対して吐水する 2 つの足裏ノズル 4 0 が設けられ、その先端部分は下肢収納空間 Q に露出する。また、隔床 4 の最も低い位置には、吐水に使用された水を外部へ排出するために排水口 6 が設けられる。

- 一方、使用者 P の足が載置された場合につま先が位置する付近の直上には、給水  
15 手段から供給される水が流通する足表ノズル 3 0 が、容器本体 2 の両側面間に略水平に渡され、この足表ノズル 3 0 の経路中には、使用者 P の足表を指向して吐水するノズルユニット 3 4 (第 4 図参照) が適所に設けられる。この足表ノズル 3 0 は、吐水部指向先移動機構 2 0 により回動自在に制御される。この足表ノズル 3 0 と上記足裏ノズル 4 0 とが、吐水手段を構成する。

- 20 給水手段は、外部の給水設備 (図示せず) と接続する接続部 1 0 と、吐水に使用される水の温度を調整する温度調整部 1 1 と、吐水手段まで吐水用の水を圧送する送水ポンプ 1 2 と、吐水手段の流量を調整する流量調整部 1 3 と、これらの間を水が流通可能に連結する送水管 1 4 とを備える。

- 温度調整部 1 1 は、接続部 1 0 により接続された外部の給水管及び外部の給湯管  
25 (図示せず) からの給水及び給湯を適度な比率で混合することにより下肢のマッサージに適温の水を供給する。或いは、接続部 1 0 により接続された外部の給水管からの給水を加熱することにより適温の水を供給する構成としてもよい。また、外部において適温に調整された水の供給を受けることも可能である。

- 送水ポンプ 1 2 は、こうして適温に調整された水を揚水し、流量調整部 1 3 を介  
30 して、吐水手段へ向けて圧送する。

流量調整部 1 3 は、電磁弁等により構成され、吐水手段からの流量を制御部 5 0 からの指示により可変に調整する。供給水は、この流量調整部 1 3 を経由した後、

足表ノズル 30 及び足裏ノズル 40 へと分岐される。

また、足表ノズル 30 の背面の装置主要部 M 内には、容器本体 2 の上面に備えられた操作パネル 60 を介した使用者 P の指示に基づき、流量調整部 13 の電磁弁や送水ポンプ 12 を駆動し、また、吐水部指向先移動機構 20 を制御する信号を送信する制御部 50 が水密に取り付けられている。この制御部 50 は、隔壁 3 背面や隔床 4 下部に設置されてもよい。また、操作パネル 60 は、容器本体 2 から切り離されたリモートコントローラとして構成してもよい。

なお、本実施形態における足表ノズル 30 及び足裏ノズル 40 は、夫々本発明の足表吐水部及び足裏吐水部を構成する。

10 下肢吐水装置 1 の全体構成は以上のようにあり、次に、吐水手段及び吐水部指向先移動機構 20 について詳述する。吐水手段には、上述したように、つま先台 5a の上部に備えられ、使用者 P のつま先から足首を指向して回転しながら吐水する足表ノズル 30 と、足置き台 5 中間に備えられ、使用者 P の左右の足の裏を夫々指向して揺動しながら吐水する足裏ノズル 40 とがある。

15 足表ノズル 30 には、第 4 図に示すように、内部が中空の円筒に形成され送水管 14 の役目も果たすシャフト 33 の、所定の位置に、左右夫々の足に対して 3～4 個のノズルユニット 34 が串刺し状に設けられている。また、足表ノズル 30 の一端には、この足表ノズルを回転させる吐水部指向先移動機構 20 が接続される。ノズルユニット 34 は、シャフト 33 上で同位相の位置に、互いに平行に取り付けられる。

20 25 このように、複数のノズルを並列させることにより、より広い範囲に同時に吐水され、より多くの受容器を反応させることができる。特に、足のような末端部では、受容器は縦方向よりも横方向に密に存在するので、横方向に着水点を並べることにより、吐水領域内に生じた刺激の差を受容器に効率的に感知させることができる。さらに、ノズルユニット 34 を、シャフト 33 上で位相を異ならせて配置して、各ノズルユニット 34 の着水点において、足表ノズル 30 との距離や吐水の皮膚に対する角度を相互に相違させ、吐水の当たる方向や強弱が異なった、より複雑な刺激を与えるように構成することも可能である。

30 足は、手と同様に受容器が密集する部位であり、ここに対して吐水することは、受容器の反応も大きく、快感が得られ易い。特に、足表は、足裏に比べて角質が厚くなく、足表に吐水すれば、それだけ低エネルギーで、直接的に受容器を刺激することができる。

足表ノズル 30 を駆動する吐水部指向先移動機構 20 は、足表ノズル 30 を回動させるムーブ用モータ 21 を備え、このムーブ用モータ 21 は、ギアシャーシ 22 に内蔵され、このモータの回転速度を減速させる減速ギア群及びカム 23（図示せず）を介して、シャフト 33 に連結される。シャフト 33 は、ムーブ用モータ 21 の回転軸であると同時に、足表ノズル 30 に送水する送水管 14 の役目も果たす。

このカム 23 近傍には、第 5 図に示すように、足表ノズル 30 の回転位置を検出する 2 個のスイッチ 24, 25 と、これらの中間にあって、吐水量変更の信号を発信するスイッチ 26 とを備える。なお、このムーブ用モータ 21 は、ステッピングモータ、サーボモータ、リバーサブルモータ等の正逆両方向の回転可能なモータである。また、スイッチ 24 ~ 26 は、近接センサ、光電センサ、リミットスイッチ等である。

カム 23 は、シャフト 33 の回転に連動して回転し、各スイッチ 24, 25 を交互に ON 又は OFF する。減速ギア群は、入力段にあるギアを介してムーブ用モータ 21 から印加された回転駆動力を、所定の回転速度に減速して出力段にあるギアに伝達する。ムーブ用モータ 21 は、制御部 50 の制御下で、正逆方向に所定回転速度で回転し、その回転駆動力を上記入力段にあるギアに伝達する。

スイッチ 24, 25 は、ON 状態となることにより回転軸の現在角度を示す電気信号を制御部 50 のマイコン 52 に出力するようになっている。第 5 図は、足表ノズル 30 が最も高い角度にある状態（使用者 P の足首付近を指向する状態）でのカム 23 の位置を示しているが、この状態ではスイッチ 64 が ON、スイッチ 65 が OFF となっている。この位置から矢印方向にカム 63 が回転していくと、足表ノズル 30 が最も低い角度にある状態（使用者のつま先付近を指向する状態）でのカム 23 の位置となり、スイッチ 24 が OFF、スイッチ 25 が ON となる。

このように、スイッチ 24 が ON になると、ムーブ用モータ 21 の回転が足首方向からつま先方向へと反転される。この状態からスイッチ 25 が ON になると、ムーブ用モータ 21 の回転がつま先方向から足首方向へと反転される。したがって、足表ノズル 30 は、使用者 P のつま先から足趾、趾の付け根、甲を通過して足首方向へ、また、足首から甲、趾の付け根、足趾を通過してつま先方向へと回動しながら吐水を継続する。これにより、足表に存在する各々の受容器は、間欠的に刺激を受けるので、順応による感度の低下が起こり難くなる。また、皮膚表面に対して斜めの方向からも吐水されることになるので、特に変位や面内歪み方向が異なった刺激を与えることができる。

この場合、足表ノズル 30 の吐水をスイッチの ON・OFF に連動させて、つま先から足首、足首からつま先へのいずれか一方向への回転時においてのみ吐水するように制御してもよい。或いは、スイッチの ON・OFF に関らず足表ノズル 30 を一定方向、例えばスイッチ 25 からリミットスイッチ 24 へ回転する方向、にのみ回転させ続け、スイッチ 25 が ON になれば、足表ノズル 30 に吐水させ、スイッチ 24 が ON になれば吐水を遮断する構成とし、足表ノズル 30 がつま先から足首の間を指向する場合のみ吐水させる構成としてもよい。

一方、スイッチ 26 は、カム 23 上の点 R が近傍を通過したことを検出すると、ON 信号を制御部 50 へと送信する。このとき、足表ノズル 30 の着水点は、足表上の第五趾付け根近傍にある。

この ON 信号を受けた制御部 50 は、足表ノズル 30 が足首側からつま先側へと回転するときには、流量調整部 13 に対して、流量増加の指示を出し、逆に、足表ノズル 30 がつま先側から足首側へと回転するときこれを検出すると、流量調整部 13 に対して、流量減少の指示を出す。このように、制御部 50 は、スイッチ 26 からの ON 信号を受信する毎に流量の増加・減少の指示を交互に流量調整部 13 に送信する。これにより、受容器が密集するつま先では、流量増加により受容器に対する刺激が強くなって、より多くの受容器を反応させることができる。

有毛部である足表に対して、足裏は無毛部に属するので、足表とは異なった種類の受容器が存在する。したがって、足裏に吐水することにより、足表に吐水する場合とは異なった反応を得ることができる。特に、足表と足裏とを同時に刺激すれば、より複雑な反応を得ることができる。

この足裏に対する足裏ノズル 40 は、足表ノズル 30 が電氣的に制御されて回転するのに対し、送水管 14 からの水圧で回転する。第 6 図 (A) は、送水管 14 からの旋回流に適した足裏ノズル 40 横方向断面図であり、同図 (B) は、(A) における G-G 矢視図である。

図示するように、この足裏ノズル 40 は、水が流入する流入室として円筒状に形成された旋回室 404 を備え、この旋回室 404 に、送水管 14 と旋回室流入路 403 を経て水を供給する。旋回室流入路 403 は、ノズル管路であり、送水管 14 よりも通水断面積が小さく構成されており、旋回室 404 の中心軸に対して偏心して当該旋回室に接続されている。よって、旋回室流入路 403 からの水は、旋回室 404 に対してその接線方向から流入し、図中に矢印で示したように、旋回する旋回流を生成する。この場合、旋回室流入路 403 の通水断面積は送水管 14 より小

さいことから、旋回室 4 0 4 に流入する水の流速を高めることができる。

この旋回室 4 0 4 に、吐水体 4 1 0 が組み込まれている。吐水体 4 1 0 は、水を吐出する吐水口 4 1 1 を備えた小径円柱の吐水部位 4 1 0 a と、この吐水部位に連続した大径円柱の受力部位 4 1 2 とを有する。この受力部位 4 1 2 は、旋回室 4 0 4 内に位置して上記の旋回流から後述の種々の力を受け、吐水体 4 1 0 の後述する首振り公転駆動等に関与する。受力部位 4 1 2 は、横方向に貫通する給水管路 4 1 3 を備え、この給水管路 4 1 3 から、旋回室 4 0 4 内の水を吐水口 4 1 1 に導く。給水管路 4 1 3 は、受力部位 4 1 2 に十字に交差して開けられており、この給水管路 4 1 3 の通路断面積の総和は、吐水口 4 1 1 より広い。よって、給水管路 4 1 3 から吐水口 4 1 1 に水が導かれる際には、面積の大小により、水の整流がなされるので、吐水口 4 1 1 からの吐水は安定する。

吐水体 4 1 0 は、旋回室 4 0 4 の開口上部に設けられたシール部 4 1 6 に吐水部位 4 1 0 a を内接させた状態で挿入・支持されており、受力部位 4 1 2 を旋回室 4 0 4 内のほぼ中央に垂下させている。したがって、旋回室流入路 4 0 3 から旋回室 4 0 4 に水が流入すると、この水は、旋回室 4 0 4 の内周壁面に沿った受力部位 4 1 2 周りの旋回流を引き起こす。

円筒状の旋回室 4 0 4 の内径に対して、受力部位 4 1 2 の外径は、例えば、約 4 0 % とすることができる。また、受力部位 4 1 2 の外径を旋回室 4 0 4 の内径の約 3 5 ~ 8 0 %、好ましくは約 4 0 ~ 7 0 % とすることができる。

吐水体 4 1 0 を上記のように支持するシール部 4 1 6 は、Ｏリングやシールリング等の弾性体で構成されており、図示するように、吐水口 4 1 1 を旋回室 4 0 4 の外部に臨ませた状態で、吐水体 4 1 0 を支持する。しかも、このシール部 4 1 6 は、弾性体であることから、吐水体 4 1 0 を支持した上で、受力部位 4 1 2 を旋回室 4 0 4 内において各方向に傾斜可能とすると共に、この受力部位 4 1 2 を傾斜した姿勢で首振り可能とする。また、シール部 4 1 6 が弾性体であることから、吐水体 4 1 0 は、旋回室 4 0 4 内部で吐水体 4 1 0 自身が中心軸を中心に回転する自転や、シール部 4 1 6 による支持箇所を頂点として円錐状に回転を行なう公転等が自在に行なえるようになっている。これら自転や公転は、受力部位 4 1 2 と上記の旋回流で引き起こされる。

旋回室 4 0 4 の上壁は、図示するように吐水体 4 1 0 の吐水部位 4 1 0 a の側で小径とされたテーパガイド部 4 1 5 とされている。このテーパガイド部 4 1 5 は、受力部位 4 1 2、延いては吐水体 4 1 0 の最大傾斜角度を規制する。

さらに、第3図に示したように、足表ノズル30の背面の装置主要部M内には、水から遮断された状態で制御部50が設けられている。この制御部50には、下肢吐水装置1の制御の中枢を担う制御回路の電子部品が実装されている。

この制御部50は、第7図に示すように、マイコン（マイクロコンピュータ）52を備え、このマイコン52に下肢吐水装置1の駆動・制御に関する処理を実行させる手順を記載したプログラムを与えることで、かかる駆動・制御を実現するための手段の一部が機能的に実現されるようになっている。このマイコン52のメモリ（図示せず）には、かかるプログラムが予め格納されている。

また、制御部50には、マイコン52の周辺回路及びインターフェースとして各種の回路が同一の制御基板上に実装されている。この回路には、A/Dコンバータ53、及び駆動回路54～56が含まれる。この各種の回路は、下肢吐水装置1内の各種の検出手段及び駆動手段と電気的に繋がっており、検出手段で検出された信号を受信・変換してマイコン52に送るとともに、マイコン52の処理により出力された制御信号を受信・変換して駆動手段に出力するようになっている。

これを具体的に説明すると、温度調整部11には、給湯温度を検出する検出手段としての給湯サーミスタ（図示せず）が設けられており、この給湯サーミスタの検出信号がA/Dコンバータ53に送られる。

また、吐水部指向先移動機構20にはスイッチ24～26が設けられ、これらスイッチ24～26のON・OFF信号が直接マイコン52に送られる。

一方、マイコン52から制御指令を受ける駆動回路54～56は、夫々その駆動信号を送水ポンプ12、流量調整部13の電磁弁、吐水部指向先移動機構20のムーブ用モータ21に出力するようになっている。

また、制御部50には、操作パネル60が接続されており、これにより、使用者Pが行なった操作パネル60に対する操作情報がマイコン52に送信されるようになっている。

使用者Pが、操作パネル60上の「スタート/ストップ」ボタンを押すと、この指示によりマイコン52は、送水ポンプ12を作動させる。これにより、温度調整部11内の水は送水管14へと送水され、送水管14の分岐部分に至ると足裏ノズル40と足表ノズル30とに分岐され、夫々の吐水ノズルから吐水される。

こうして吐水が開始された足裏ノズル40における吐水の様子と、その挙動について説明する。第8図は、旋回室404に水が流入してからの受力部位412の挙動とこの受力部位412にかかる力の様子を時間経過に沿って説明する説明図であ

る。同図において、旋回室流入路 403 の連通部での流速を  $U_{in}$ 、旋回室流入路 403 の開口の延長線上にある周壁部位 404a での流速を  $U_a$ 、当該部位に対向する周壁部位 404b における流速を  $U_b$ 、受力部位 412 に作用する揚力を  $F_L$ 、抗力を  $F_D$  とそれぞれ表した。

- 5       これらの作用関係から分かるように、受力部位 412 は、旋回室 404 における水の旋回流に応じて、傾斜姿勢のままで首振り公転する。

第 9 図は、受力部位 412 がこうした挙動を採ることによって得られる吐水の様子を説明する図である。同図に表したように、吐水体 410 が首振り公転を起こすと、吐水口 411 は、吐水体 410 の首振り公転に伴い吐水方向を変えながら公転する。

- 10       よって、吐水口 411 は、螺旋状に拡大した軌道を描きながら水を吐水し、その結果として、円錐状の公転吐水を実現する。したがって、吐水軌跡を、吐水口 411 の軌跡よりはるかに大きい軌跡の円錐状の公転吐水の軌跡とし、広範囲に亘って水を吐出できる。

- 15       したがって、この足裏ノズル 40 によれば、ノズル自体をモータなどにより駆動させることなく円錐状の公転吐水を実現でき、これにより、広範囲にわたる着水が得られる。着水点が広範囲に亘って変化することにより、各受容器は間欠的な吐水を受けるため、刺激に対する順応を防止でき、高いマッサージ効果が得られる。特に、足趾裏、湧泉（足の裏の中央から少しつま先側に寄った窪みの部分）、土踏まずは、足裏において比較的角質が薄い部位であり、吐水の範囲にこれらを含めれば、  
20       効果的に受容器を反応させることができる。

また、この足裏ノズル 40 の構成を、足表ノズル 30 の各ノズルユニット 34 に採用すれば、吐水部指向先移動機構 20 によるつま先から足首にかけての着水点の長軸方向での大きな移動に加え、足幅方向の移動及びより細かな揺動が得られ、より複雑微妙な刺激を得ることができる。

- 25       この足裏ノズル 40 の回転は、本実施形態では、水流により機械的に駆動されるので、吐水される期間中自動的に継続して行われるが、これを電磁氣的に操作することにより、回転、停止を選択できるように構成することも可能である。

- 次に、足表ノズル 30 の動作について、第 10 図に示すフローチャートを参照して説明する。使用者 P により、操作パネル 60 の「スタート/ストップ」ボタンが  
30       最初に押されると（ステップ S101）、マイコン 52 は、足表ノズル 30 を初期位置、例えば最下端を指向する向き、言い換えれば、足表ノズル 30 が使用者 P のつま先を指向する位置、に移動させるとともに（ステップ S102）、送水ポンプ



1 2を作動させる（ステップS 1 0 3）。

それとともに、マイコン5 2は制御部5 0のメモリから、足表ノズル3 0の動作を制御するためのムーブ・モードのプログラムを読み出す（ステップS 1 0 4）。

このムーブ・モード・プログラムは、ムーブ用モータ2 1に指示を出して、足表ノズル3 0を一定の速度で駆動させる（ステップS 1 0 5）。

このムーブにより、足表ノズル3 0は、プログラムの指示に従って、吐水しながら、シャフト3 3の回転に伴いその吐水先を移動させていく。初期位置がつま先側に設定されている場合は、流量調整部1 3の電磁弁は全開状態にあり、最大の流量で吐水される。

10 このように、つま先から足首へと吐水の指向先を移動させて、シャフト3 3がスイッチ2 6をONにする位置に至達すると（ステップS 1 0 6）、スイッチ2 4から信号を受けたマイコン5 2は、流量調整部1 3に指示を送出して電磁弁を絞らせる（ステップS 1 0 7）。これにより、足首近傍においては、つま先とは異なった強さの刺激が与えられ、したがって使用者Pは、異なった快感を得ることができる。

足表ノズル3 0が回転を続け、シャフト3 3がスイッチ2 4をONにする位置に到達すると（ステップS 1 0 8）、マイコン5 2は、シャフト3 3の回転の向きを変えるようムーブ用モータ2 1に信号を送出し（ステップS 1 0 9）、吐水を継続する。

20 シャフト3 3が、再度スイッチ2 6をONにする位置に到達すると（ステップS 1 1 0）、スイッチ2 6から信号を受けたマイコン5 2は、流量調整部1 3に指示を送出して電磁弁を全開させる（ステップS 1 1 1）。これにより、受容器が足首側よりも密集するつま先側では、より高密度の吐水を行うことができる。

そして、シャフト3 3がスイッチ2 5をオンにする位置に至ると（ステップS 1 1 2）、回転の向きを再度逆転させる（ステップS 1 1 3）。

足表ノズル3 0は、この動作を操作パネル6 0の「スタート／ストップ」ボタンが再度押されて終了の指示が出されるまで繰り返し行う（ステップS 1 1 4：No）。この動作により、つま先から足首に至るまでの受容器を網羅することができ、より広い範囲の受容器を刺激することができる。また、各受容器は間欠的な刺激を受けるので順応により反応が鈍くなることを防止することができる。

メモリに記憶されたプログラムが異なれば、この動作も異なったものとなる。例えば、足首側からつま先側へと回転する間には吐水を停止させることも可能であり

、或る特定の位置で停止し、一定の時間その部位に集中的に吐水を行った後、回動を再開するように指示するプログラムを搭載してもよい。また、つま先から第五趾の付け根の間を往復し、両端で吐水を止めるようにすることも可能である。さらに、足表ノズル 30 の回転速度を変化させるようにすることもできるし、複数のプログラムの中から選択できるようにすることも可能である。

さらに本実施形態においては、足表ノズル 30 がつま先側に吐水する場合と、足首側に吐水する場合とで流量を変化させたが、吐水先に拘わらずに流量を周期的に、或いはランダムに変動する構成とすることも可能である。或いは、吐水量が多い領域、少ない領域を交互に設けるなど、着水点の位置に応じて吐水量を変動させることもできる。このような吐水形態の変化によっても、複雑な皮膚感覚を実現し、順応を防止することができる。また、足裏ノズル 40 も、足表ノズル 30 と共通の流量調節部 13 を用いているため、足表側と同時に足裏側の流量も変動し、足裏に対しても変化に富んだ刺激を付与することができる。

そして、使用者 P が、「スタート/ストップ」ボタンを押すと（ステップ S 1 1 4 : Y e s）、マイコン 1 1 2 は、送水ポンプ 1 2 を停止させて、吐水を終了させる（ステップ S 1 1 5）。なお、以上の工程は、マイコン 5 2 によらず、シーケンサによって制御することも可能である。

第 1 1 図に示すように、足表ノズル 30 は、吐水部指向先移動機構 20 を介して、使用者 P のつま先直上の比較的近い位置に設置される。これにより、つま先側に吐水するときは、近い位置から、且つ皮膚表面に対して直角に近い角度  $\alpha$  で吐水されるので、つま先の受容器に与える圧力すなわち刺激も比較的大きいものとなる。これに対し、足首側に吐水するときは、遠い位置から、且つ皮膚表面に対して小さい角度  $\beta$  で吐水されるので、足首の受容器に与える圧力も比較的小さい。これにより、受容器の密集する部分では大きな刺激を与えてより大きな快感を得られるとともに、その他の部分に吐水するときはこの刺激を弱めて順応を防止することができる。

本実施形態においては、吐水部指向先移動機構 20 として、足表ノズル 30 を回動させるムーブ用モータ 21 を備え、このムーブ用モータ 21 は、このモータ 21 の回転速度を減速させる減速ギア 71 群及びカム 23 を介して、シャフト 33 に連結されるギア駆動機構によるものを用いて説明した。これを模式的に図示したものが第 1 2 図である。この機構によれば、ステッピングモータ、サーボモータ、リバーサブルモータ等の正逆両方向の回転可能なモータと、スイッチを組み合わせるこ

とにより、任意の区間で足表ノズル 30 を回動させることができる。

もつとも、吐水部指向先移動機構 20 は、このギア駆動機構に限られず、種々の機構で構成することが可能である。以下に幾つかの変形例について説明する。

第 13 図 (A) に示すのは、足表ノズル 30 のシャフト 33 の一端にムーブ用モータ 21 を直結させたダイレクト駆動機構によるものである。この機構ではモータ 21 とシャフト 33 の間に仲介物がなく、シンプルな構成とすることができる。スイッチ用のカム 23 は、モータ 21 とシャフト 33 との間に挿入される。

第 13 図 (B) に示すのは、本実施形態におけるギア 71 に替えて、ベルト 72 を用いたベルト駆動機構である。この場合、カム 23 は、モータ 21 側のドラム 73 又はシャフト 33 側の何れに設けてもよい。同様に、第 13 図 (C) に示すのは、本実施形態におけるギア 71 に替えて、リンク 74 を用いたリンク駆動機構である。これら第 13 図 (A) ~ (C) の機構で用いられるムーブ用モータ 21 は、ステッピングモータ、サーボモータ、リバーサブルモータ等の正逆両方向の回転可能なモータである。

第 14 図では、ムーブ用モータ 21 として、逆回転ができない DC ブラシレスモータ等を使用する場合の例を示す。第 13 図 (A) に示すのは、スライダークランク機構であり、モータ 21 の回動に伴ってクランク 75 がガイド 76 に沿って前進後退し、足表ノズル 30 は支点ガイド 77 を支点として首振り動作を行う。

第 14 図 (B) には、ギアスライド機構を示す。ギア 71 の一部に設けられた歯と、スライドバーの一部に設けられた歯とが歯合している間は、スライドバー 78 はギア 71 の回転に伴って上方へと摺動し、足表ノズル 30 は支点ガイド 77 を支点として下方へと首振り動作を行う。一方、スライドバー 78 が上昇しきって、ギアの歯とスライドバーの歯とが歯合しなくなると、スライドバー 78 は自重によりガイド 76 に沿って滑り落ち、足表ノズル 30 は支点ガイド 77 を支点として上方へと首振り動作を行う。

第 14 図 (C) には、リンク機構を示す。リンク 79 の足表ノズル 30 側の端部にはルーズホール 80 が穿設され、一方、シャフト 33 の端部には、このルーズホール 80 に嵌合された突起 81 が凸設される。そして、モータ 21 の回転に伴い、この突起 81 がルーズホール 80 の端から端へと摺動し、足表ノズル 30 はこの区間内において首振り動作を行う。

これら第 14 図に示した場合では、足表ノズル 30 の回動動作が純粋に機械的に行われ、スイッチ等が不要となる。ただし、回動の過程において、流量を変化させ

るものにあつては、位置検出用のスイッチが必要となる。

さらに、吐水部指向先移動機構 20 として電力を使用しない例を、第 15 図に示す。この例では、送水管 14 内の一部を膨出させ、そこに側面にギア 83 を有する水車 82 を設け、このギア 83 と、クランク 84 が接続されたギア 85 とを噛み合  
5 わせて、モータ 21 に代えて水流によりクランク 84 を摺動させるものである。

また、本実施形態においては、流量の調整に、電磁弁の開度を調整する方法を用いたが、流量調整はこれに限られず、例えば、揚水ポンプの電圧や巻線タップを切り替えることによっても行うことができる。或いは、全てのノズルユニット 34 から吐水する場合と幾つかのノズルユニット 34 を閉止する場合とを切り替えること  
10 によって行うように構成することも可能である。このようにポンプの吐水圧を切り替えることにより、足裏、足表ノズルの吐水圧を同時に変化させることができる。

次に、本発明に係る下肢吐水装置の第 2 の実施形態について、図を参照して説明する。本実施形態の下肢吐水装置 1A は、第 16 図に示すように、吐水部指向先移動機構 20 としてスライド方式を採用する点で、回動方式を採用する第 1 の実施形  
15 態におけるものと相違し、他の構成は第 1 の実施形態と実質的に同じであり、同じ符号を付して説明を省略する。

本実施形態に係る吐水部指向先移動機構 20 は、第 17 図に模式的に示すように、足表ノズル 30 を上下にスライドさせるムーブ用モータ 21 と、このモータ 21 の回転軸に直結されたボールネジ 27 と、ボールネジ 27 に摺動自在に外挿された  
20 足表ノズル 30 と、このボールネジ 27 の他端を固定するストッパ 28 と、モータ 21 及びストッパ 28 を接続するガイド 29 とを備えるボールネジスライダ機構として構成される。

ムーブ用モータ 21 は、ステッピングモータ、サーボモータ、リバーサブルモータ等の正逆両方向の回転可能なモータである。

足表ノズル 30 は、ノズルユニット 34 を備えるシャフト 33 の背面に、吐水部指向先移動機構 20A との接合部 30a が取り付けられる。この接合部 30a には、雌ねじが刻まれた孔が穿設され、この孔がボールネジ 27 に外挿螺合される。また、ガイド 29 は、この足表ノズル 30 がボールネジ 27 回りに回転するのを防止する役目も果たしている。

ボールネジスライダ機構には、さらに、モータ 21 側端部及びストッパ 28 端部に、足表ノズル 30 に対向してスイッチ 24A, 25A が備えられる。スイッチ 24A, 25A は、ON 状態になることにより足表ノズル 30 の現在位置を示す電

気信号を制御部 50 のマイコン 52 に出力するようになっている。この ON 信号を受けたマイコン 52 は、モータ 21 に対して回転を逆にするよう指示を出す。これにより、足表ノズル 30 はモータ 21 とストッパ 28 との間の往復運動を繰り返す。

- 5      また、ボールネジスライダー機構は、ガイド 29 の所定の位置に、足表ノズル 30 に対向してスイッチ 26 A が備えられる。スイッチ 26 A は、足表ノズル 30 がこの近傍を通過したことを検出すると、ON 信号を制御部 50 のマイコン 52 へと送信する。

- 10      この ON 信号を受けたマイコン 52 は、足表ノズル 30 が足首側からつま先側へとスライドするときは、流量調整部 13 に対して、流量増加の指示を出し、逆に、足表ノズル 30 がつま先側から足首側へとスライドするときにこれを検出すると、流量調整部 13 に対して、流量減少の指示を出す。このように、マイコン 52 は、スイッチ 26 A からの ON 信号を受信する毎に流量の増加・減少の指示を交互に流量調整部に送信する。これにより、受容器が密集するつま先では、流量増加により  
15      受容器に対する刺激が強くなって、より多くの受容器を反応させることができる。

- 20      本実施形態に係る下肢吐水装置 1 A においても、マイコン 52 のメモリに記憶されたプログラムを変更すれば、異なった動作を行わせることができる。例えば、足首側からつま先側へと移動する間には吐水を停止させることも可能であり、或る特定の位置で停止し、一定の時間その部位に集中的に吐水を行った後、移動を再開するように指示するプログラムを搭載してもよい。また、つま先から第五趾の付け根の間を往復移動し、両端で吐水を止めるようにすることも可能である。さらに、足表ノズル 30 の移動速度を変化させるようにすることもできるし、複数のプログラムの中から選択できるようにすることも可能である。

- 25      さらに本実施形態においては、足表ノズル 30 がつま先側に吐水する場合と、足首側に吐水する場合とで流量を変化させたが、吐水先に拘わらずに流量を周期的に、或いはランダムに変動する構成とすることも可能である。或いは、吐水量が多い領域、少ない領域を交互に設けるなど、着水点の位置に応じて吐水量を変動させることもできる。このような吐水形態の変化によっても、複雑な皮膚感覚を実現し、順応を防止することができる。また、足裏ノズル 40 も、足表ノズル 30 と共通の  
30      流量調節部 13 を用いているため、足表側と同時に足裏側の流量も変動し、足裏に対しても変化に富んだ刺激を付与することができる。

なお、このスイッチ 26 A は、例えば近接センサ、光線センサ、リミットスイッ

チ等である。また、本実施形態では、マイコン 52 による制御を示したが、この他にシーケンサによる制御とすることもできる。

このボールネジスライダ機構は、第 17 図に示したように、つま先付近におけるノズルユニット 34 の先端から着水点までの距離  $d_1$  が、足首付近における距離  $d_2$  から徐々に小さくなるような傾斜をつけて容器本体 2 に設置される。したがって、つま先側に吐水するときは、近い位置から吐水されるので、つま先の受容器に与える圧力すなわち刺激も比較的大きいものとなる。これに対し、足首側に吐水するときは、遠い位置から吐水されるので、足首の受容器に与える圧力も比較的小さい。これにより、受容器の密集する部分では大きな刺激を与えてより大きな快感を得られるとともに、その他の部分に吐水するときはこの刺激を弱めて順応を防止することができる。

もっとも、吐水部指向先移動機構 20A は、このボールネジスライダ機構に限られず、種々の機構で構成することが可能である。以下に幾つかの変形例について説明する。

第 18 図 (A) に示すのは、本実施形態のボールネジ 27 に替えてベルト 83 を用いたものである。これにより、ベルト 83 に固設された足表ノズル 30 は、モータ 21 とストッパ 28 との間を往復運動することができる。

第 18 図 (B) に示すのは、本実施形態におけるボールネジ 27 に替えて、クランクを用いたスライダークランク機構である。クランク 75 がガイド 76 に案内されて伸縮し、足表ノズル 30 は、ドラム 73 の直径分だけスライドすることができる。この場合、カム 23 は、モータ 21 側のドラム 73 又はシャフト 33 側の何れに設けてもよい。

第 18 図 (C) には、ギアスライド機構を示す。ギア 71 の一部に設けられた歯と、スライドバー 78 の一部に設けられた歯とが歯合している間は、スライドバーはギア 71 の回転に伴って上方へと摺動し、これに伴って足表ノズル 30 も上方へと移動する。一方、スライドバー 78 が上昇しきって、ギア 71 の歯とスライドバー 78 の歯とが歯合しなくなると、スライドバー 78 は自重によりガイド 76 に沿って滑り落ち、足表ノズル 30 も下方へと移動する。

第 18 図 (B) 及び (C) では、ムーブ用モータ 21 として、逆回転ができない DC ブラシレスモータ等を使用することができる。これらの場合、足表ノズル 30 のスライド動作が純粋に機械的に行われ、スイッチ等が不要となる。ただし、回動の過程において、流量を変化させるものにあつては、位置検出用のスイッチが必要

となる。

さらに、この吐水部指向先移動機構 20 A として電力を使用しない一例を、第 19 図に示す。この例は、送水管 14 内の一部を膨出させ、そこに側面にギア 83 を有する水車 82 を設け、このギア 83 と、クランク 84 が接続されたギア 85 とを  
5 噛み合わせて、モータ 21 に代えて水流によりクランク 84 を摺動させるものである。

水力を使用する吐水部指向先移動機構 20 A の他の例として、水圧駆動機構を第 20 図に模式的に示す。この例では、足表ノズル 30 は伸縮自在な多段のシリンダ 85 により支持され、このシリンダ 85 内には、電磁式三方弁 86 を介して、送水管 14 からの水が充填される。この電磁三方弁 86 は、送水側弁 86 a、シリンダ  
10 側弁 86 b、及び排水側弁 86 c を有している。

足表ノズル 30 を上昇させるときは、マイコン 52 の指示により、送水側弁 86 a 及びシリンダ側弁 86 b は開かれ、排水側弁 86 c は閉じられる。このとき足表ノズル 30 は、シリンダ 86 内に充填された水の圧力により押し上げられる。逆に  
15 、足表ノズル 30 を下降させるときは、マイコン 52 の指示により、排水側弁 86 c 及びシリンダ側弁 86 b は開かれ、送水側弁 86 a は閉じられる。このときシリンダ 85 内の水は足表ノズル 30 の自重に押されて排水されて、足表ノズル 30 は下降する。

次に、本発明に係る下肢吐水装置の第 3 の実施形態について、添付図面を参照して説明する。上述の 2 つの実施形態が、本発明の要部を概念的に説明するものであるのに対し、本実施形態は、上記実施形態では捨象された要素も含むより具体的なものである。

本実施形態に係る下肢吐水装置 1 B は、第 22 図及び第 23 図に示すように、正面側へ約 10 度傾斜した円柱型の外観を呈する。ここでは、使用者が足を挿入した  
25 場合において、使用者の踵がくる方向を「正面」といい、使用者のつま先がくる方向を「背面」という。

下肢吐水装置 1 B は、上面及び正面を形成する容器本体 100 に、その背面側において、取り外し可能な後部カバー 101 が取り付けられ、内部の点検が行えるようになっている。この後部カバー 101 背面中央下部には、略正方形の開口が欠成  
30 され、容器本体 100 に固設された背面プレート 110 が露出する。この背面プレート 110 は、排水口 111、電源コード 112、電源スイッチ 113 を備える。

排水口 111 には、使用された水を外部に放出する際に、第 24 図 (A) に示す

ような排水ホース 180、又は第 24 図 (B) に示すような排水タンク 181 が接続される。

この接続は、排水ホース 180 又は排水タンク 181 を引き抜き不能に接続する  
ロック機構と、このロック機構によるロックを解除するロック解除機構と、ロック  
5 解除機構作動時に排水口 111 からの漏水を防止する止水機構とを有するワンタッ  
チ継手 182 を介して行われる。これにより、排水ホース 180 又は排水タンク 1  
81 が外されても排水口 111 から漏水することはないので、排水時に下肢吐水装  
置 1B を移動させたり、持ち上げたりする必要がなく、また、排水時以外は、目障  
りな排水ホース 180 等を取り外しておくことができる。なお、排水タンク 181  
10 は、排水時のみならず、下肢吐水装置 1B への給水にも使用することが可能である  
。

上面の背面側には下肢吐水装置 1B に所望の動作を指示するための操作パネル 1  
70 が固設され、上面の大部分を占める残余の部分は、使用者の足を収納するため  
の開口として形成される。この開口には、使用時において湯水の飛散を防止する上  
15 面カバー 102 及び水飛散防止部 105 が備えられる。

操作パネル 170 は、第 25 図に示すように、吐水に必要な水量に達したことを  
知らせるスタンバイ LED 171、吐水の開始・停止を指示するスタート/ストッ  
プ・スイッチ 172、後述する足趾吐水ノズルユニット 130 の回動の開始・停止  
を指示する足趾ノズルムーブ・スイッチ 173、及び吐水の水溫を調節するための  
20 ヒータ ON/OFF スイッチ 174 を備える。

ここで、第 22 図及び第 23 図に示すように、上面カバー 102 は、開口の略三  
分の二以上を覆い、ヒンジ 104 を介して、容器本体 100 の背面側に回動自在に  
軸支される。この上面カバー 102 は、飛散する吐水により浮き上がらないようあ  
る程度の重量を有し、また、足収納部内の様子が外から見えるように有色又は無色  
25 透明な材料、例えば厚みのあるアクリル板等で形成される。この上面カバー 102  
の外縁下面には、第 26 図に示すように、水返し 103 が突設され、水の外部への  
飛散防止をより確実にしている。

上面の正面側を覆う水飛散防止部 105 は、上面カバー 102 に付設され、二つ  
の足挿入部 106、106 を有する。足挿入部 106 は、使用者が下肢を挿入する  
30 と押し広げられ、挿入された下肢に密着するように、例えばゴムやスポンジ等柔軟  
性に富んだ材質で成形される。肌触り等を考慮すれば、潜水時に使用されるウエッ  
トスーツの素材等が好適である。



開口の底面は、使用者が足を載せる足載台 1 2 0 の役割を果たし、第 2 3 図 (A) に示すように、前後方向中央には左右対称に二つの足載台開口 1 2 1, 1 2 1 が穿設され、正面側中央には左右の足の位置決めを案内する足位置ガイド 1 2 2 が立設される。また、足位置ガイド 1 2 2 の左右には、吐水を後述する循環ポンプ 1 3 4 に送り返す第 1 ストレーナ 1 2 3, 1 2 3 が設けられる。この第 1 ストレーナ 1 2 3 は、下肢収納空間 Q に紛れ込んだ小さなゴミや糸屑等が循環ポンプを経由して吐水ノズルに目詰まりを起こさせないように、例えば、吐水ノズルの直径が 1. 5 mm の場合、1 mm のメッシュに形成される。

足載台開口 1 2 1 の下部には、足裏から一定の距離をおいて、足裏吐水ノズル 1 3 1, 1 3 1 及び第 2 ストレーナ 1 2 4 が設けられる。本実施形態では、左右それぞれの足裏に対し 2 個の足裏吐水ノズルが設けられるが、これは 1 個であってもよい。第 2 ストレーナ 1 2 4 は、第 1 ストレーナ 1 2 3 と同様のメッシュに形成され、足載台開口 1 2 1 から流れ落ちた吐水を、ゴミや糸屑等を除去しつつ循環ポンプ 1 3 4 に送り返す。

操作パネル 1 7 0 の直下には、第 2 7 図に示すように、足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 が、立設された略三角柱状の支持台 1 6 0, 1 6 0 間に水平に架設される。足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 の一端には、支持台 1 6 0 内に設置された駆動用モータに接続され、足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 を電動により回動可能とされる。

また、この足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 に水を供給する足趾吐水ノズルユニット 20 ト配管 1 4 6 は、一方の支持台 1 6 0 内で足載台 1 2 0 側面から取り出され、足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 の中央に給水アダプタ 1 4 6 a を介して接続される。なお、足趾吐水ノズルユニット配管 1 4 6 の少なくとも足載台 1 2 0 上に露出する部分は、足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 の回動に追従できるように、柔軟な材質、たとえばシリコンホース等で作成される。このように、足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 の中央に接続して分岐させることにより、左右のノズルから吐出される水压を均等にすることができる。

足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 の内部を第 2 8 図に示す。足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 は、左右それぞれに 2 個ずつのノズル 1 3 0 a と、これらを接続する送水管 1 3 0 c を備える。これらのノズル 1 3 0 a は、ノズルキャップ 1 3 0 b により施蓋されて、旋回室 4 0 4 内に遊挿される。そして、送水管 1 3 0 c とは旋回室流入路 4 0 3 を介して接続される。各々のノズル 1 3 0 a は、第 1 の実施形態における足裏ノズル 4 0 と同様に構成されており、同じ符号を付して詳細説明は省略する

。

したがって、循環ポンプ 1 3 4 によって引き起こされる水流によってノズル 1 3 0 a は回転し、円錐状の公転吐水の奇跡となって、広範囲に亘って吐水することができる。そのため、左右それぞれ 2 個のノズル 1 3 0 a であっても、第 1 の実施形態に係る足表ノズル 3 0 のように 4 個のノズルを有するものと同等の範囲に吐水することが可能である。また、吐水先が、足の前後方向に回転するだけでなく、左右方向にも揺動するので、より複雑な触覚を得ることができ、順応も防止される。さらに、ノズル 1 3 0 a の個数が増えれば、1 個当たりの水圧が低下して、十分な満足感を得られなくなる虞が生じるという問題も解消される。

10 本実施形態に係る下肢吐水装置 1 B の外観及び下肢収納空間 Q、すなわち、通常使用者の目に触れる部分は、以上のものであり、続いて、通常は見えない装置主要部について説明する。第 2 9 図は、後部カバー 1 0 1 を取り外して装置主要部を見た図である。

15 足載台 1 2 0 の下には、吐水用の水を貯留するタンク 1 3 2 が設けられる。このタンク 1 3 2 は、循環ポンプ 1 3 4 が空気を嚙まないように、十分な高さを確保している。ここに蓄えられた水は、ポンプ吸水管 1 4 2 を経由して循環ポンプ 1 3 4 に吸引される。一方排水時には、排水管 1 4 7 の勾配を下降して排水口 1 1 1 へと送水される。このとき排水ホース 1 8 0 等が接続されていなければ、ワンタッチ継ぎ手 1 8 2 の止水機構により排水口 1 1 1 から漏水することはない。

20 タンク 1 3 2 の側面には、足裏吐水ノズル 1 3 1 が配置されるとともに、下水位検知センサ 1 3 5 及び上水位検知センサ 1 3 6 が設置される。下水位検知センサ 1 3 5 及び上水位検知センサ 1 3 6 は、第 3 0 図に概略を示すように、天板の高さが異なるボックスに形成される。これらは、タンク 1 3 2 と連通されており、したがって、タンク 1 3 2 と同じ水位が保たれる。

25 下水位検知センサ 1 3 5 及び上水位検知センサ 1 3 6 内には、同じ高さの 2 つのフロート、下水位フロート 1 3 7 及び上水位フロート 1 3 8 がそれぞれ浮かべられる。この下水位フロート 1 3 7 は、その頂部が天板に当接したとき、吐水の循環に必要な最小限の水量が溜まる高さに設定されている。また、上水位フロート 1 3 8 は、その頂部が天板に当接したとき、使用開始に必要な水量が確保できる高さに設定される。

30

このような 2 段の水位検知が行われるのは以下の理由による。すなわち、最初の貯水時には、循環ポンプ 1 3 4 が始動していないので循環ポンプ 1 3 4 や吐水ノズ

ル内には水は行き渡っていない。しかし、使用が開始されると、それらの部分にも水が行き渡るため、タンク 1 3 2 内の水位が低下する。この状態で空気を嚙むことなく水の循環を継続させられるのが、「吐水の循環に必要な最小限の水量が溜まる」水位であり、タンク 1 3 2 内の水位が低下する前の水位が「使用開始に必要な水量が確保できる」水位である。

下水位検知センサ 1 3 5 及び上水位検知センサ 1 3 6 の天板下面と、下水位フロート 1 3 7 及び上水位フロート 1 3 8 とには、対向して電極 1 3 9 が設けられる。

タンク 1 3 2 に給水があって、水位が一定の高さまで上がると、下水位スイッチ 1 3 7 及び上水位スイッチ 1 3 8 の電極 1 3 9 が、下水位検知センサ 1 3 5 及び上水位検知センサ 1 3 6 の天板側の電極 1 3 9 と接触し、検出信号がスイッチドライバ基板 1 5 3 へと送信される。

このように、水位の測定をタンク 1 3 2 内ではなく、別途設けられた下水位検知センサ 1 3 5 及び上水位検知センサ 1 3 6 で行うので、例えば、給水時や、吐水された水が第 1 ストレーナ 1 2 3 及び第 2 ストレーナ 1 2 4 からタンク 1 3 2 に戻ってくる時の水勢により、タンク 1 3 2 内の水面が波立っても、その影響による誤差を極力小さくすることができる。

底板 1 0 7 に載置された循環ポンプ 1 3 5 は、その送水側において分岐ユニット 1 3 3 に接続され、タンクから吸引された水は、左側の足裏吐水ノズルへ送水する左足裏吐水ノズル配管 1 4 4、右側の足裏吐水ノズルへ送水する右足裏吐水ノズル配管 1 4 5、及び足趾吐水ノズルユニット配管 1 4 6 へと分岐される。

操作パネル 1 7 0 一方の端部下の足載台外側面には、第 2 9 図 (B) に示すように、足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 を回動させる駆動用モータ 1 5 0 が取り付けられ、操作パネル 1 7 0 他方の端部下の足載台外側面には、第 2 9 図 (A) の X 部及び第 3 1 図に示すように、足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 を軸支するベアリング軸受け 1 5 1 が取り付けられる。

駆動用モータ 1 5 0 は、本実施形態では、ステッピングモータ、サーボモータ、リバーサブルモータ等の正逆両方向の回転可能なモータを足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 に直結させているが、第 1 の実施形態等と同様にギアを介して接続させてもよい。

ベアリング軸受け 1 5 1 近傍には、位置検出センサ 1 5 2 が設けられる。この位置検出センサ 1 5 2 は、第 1 の実施形態におけるスイッチ及びカムと同様に構成されるので、説明を省略する。位置検出センサ 1 5 2 で得られた信号は、通信線 1 5

9を経由して駆動モータの動静を制御するモータドライバ基板153に送信される。  
。

続いて、第32図を参照して、本実施形態に係る下肢吐水装置1B内における水の循環について説明する。使用者はまず、洗面器やペットボトルを用いて下肢収納空間Q内に必要量の水を供給する。或いは、上述した排水タンク181を用いてもよい。循環に必要な水量は大凡1.5リットル程度で足りるので、この給水が使用者にとって大きな負担となることはない。

下肢収納空間Qに供給された水は、足載台120最低部にある第1ストレーナ123及び足載台開口121下の第2ストレーナ124を経由してタンク132に貯留される。ここで循環ポンプ134が駆動されると、タンク132内の水は循環ポンプ134に吸飲されて、循環ポンプ134の出口側に設けられた分岐ユニット133へと送水され、ここで、左足裏吐水ノズル配管144、右側の足裏吐水ノズルへ送水する右足裏吐水ノズル配管145、及び足趾吐水ノズルユニット配管146へと分岐される。

それぞれの配管から給水された左側の足裏吐水ノズル131、右側の足裏吐水ノズル131、及び足趾吐水ノズルユニット130は、下肢収納空間Q内に吐水を開始する。この吐水のメカニズムは、第1の実施形態に係る下肢吐水装置1のものと同様であり、説明を省略する。

そして、この吐出された水は、最初の給水時と同じように、第1ストレーナ123及び第2ストレーナ124を経由してタンク132に回収され、以後この循環が繰り返される。

第33図は、下肢吐水装置1Bの各構成部品の配置関係を説明するものである。足載台120は、背面側から正面側へと下る勾配 $\theta 1$ を持って横設される。これは、足載台120に注がれた水を第1ストレーナ123に効率良く集水するためである。この勾配 $\theta 1$ は、10度程度が好適である。

足趾吐水ノズルユニット130は、足載台120と平行になる位置から足載台120と垂直になる位置までの90度の範囲で回転する。足載台120と平行になる位置以上に向けて吐水すると外部に漏水する可能性が高くなり、足趾吐水ノズルユニット130の背面直後には足載台120の側面があつて、足載台120と垂直になる位置より背面側に足趾が置かれることはないからである。

したがって、足趾から足首までの範囲に吐水するためには、足趾吐水ノズルユニット130と足載台120との間のクリアランス $h 1$ は、85mm以上あることが

望ましい。

足裏吐水ノズル 1 3 1 先端と足載台開口 1 2 1 との間にも、クリアランス  $h_2$  が採られる。これは、足裏吐水ノズル 1 3 1 の回転運動による吐水範囲の拡大を有効に受けるためであり、クリアランス  $h_2$  は 30 mm 以上あることが望ましい。

- 5      タンク 1 3 2 の底面は、足載台 1 2 0 とは逆向きに、すなわち、正面側から背面側へと下る勾配  $\theta_2$  を持っている。これにより、タンク 1 3 2 の正面側下端に接続されるポンプ吸水管 1 4 2 及び排水管 1 4 7 に効率良く集水し、使用後に内部に水を残さないようにするためである。この勾配  $\theta_2$  は、5 度程度が好適である。

- 10      また、排水管 1 4 7 も、タンク 1 3 2 側から排水口 1 1 1 へと下る同様の勾配がつけられて配管される。これにより、排水口 1 1 1 に排水ホース 1 8 0 が接続されて止水機構が解除されれば、外部から強制力を加えることなく自然排水が行われる。

- 下肢吐水装置 1 B には、使用中の水温を維持するために加熱装置も備えられる。第 3 4 図 (A) は、この加熱装置の一例を示すものである。この例では、タンク 1 3 2 内にシーズヒータ 1 5 5 と水温を検知するサーミスタ 1 5 7 とが備えられ、ヒータコントローラ 1 5 8 により、サーミスタ 1 5 7 が検知した水温に応じてシーズヒータ 1 5 5 の ON/OFF が制御される。

- 20      加熱装置は、第 3 4 図 (B) に示すように、タンク 1 3 2 の底面及び／又は外周にヒータ線 1 5 6 をアルミテープ等で接着する構成の簡易なものとすることも可能である。この例によれば、ヒータコントローラやサーミスタ等を必要としないので、低コストで加熱装置を設けることができる。この場合、ヒータ ON/OFF スイッチ 1 7 4 が ON 状態中は加熱が継続されるので、加熱能力が高すぎて過加熱とならないように、予めヒータ線の長さ等を調整しておく必要がある。

- 25      本実施の形態に係る下肢吐水装置 1 B は上記のように構成されており、以下その使用方法について説明する。

- 第 3 5 図は、使用に際しての準備作業の流れを説明するフローチャートである。使用者が電源コード 1 1 2 をコンセントに接続し、電源スイッチ 1 1 3 を ON にすると (ステップ S 1 0 1)、モータドライバ基板 1 5 4 の指示により、足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 が原点位置に復帰する (ステップ S 1 0 2)。原点位置は、通常足趾ノズル 1 3 0 a が最下端を指向する位置に設定されるが、これに拘泥するものではない。

続いて使用者は、下肢収納空間 Q 内に洗面器等を用いて給水を開始する。その水

がタンク 1 3 2 内に流入し、タンク 1 3 2 内の水位が、使用開始に必要な水量が確保できる高さまで上昇すると、上水位フロート 1 3 8 が電極 1 3 9 に到達して上水位検知センサ 1 3 6 が ON となる（ステップ S 1 0 3 : Y e s）。

ここで、下水位検知センサ 1 3 5 は、上水位検知センサ 1 3 6 が ON になるより  
5 前、すなわち、上水位検知センサ 1 3 6 が ON になる水位より低い水位のときに既に ON 状態になっている。何らかの原因で、タンク 1 3 2 内の水位が、吐水の循環に必要な最小限の水量が溜まる高さより低くなると、下水位検知センサ 1 3 5 は ON 状態から OFF となり、その信号をスイッチドライバ基板 1 5 3 に送信する。これを受けたスイッチドライバ基板 1 5 3 は、循環ポンプ 1 3 4 に停止信号を送出し  
10 てポンプ 1 3 4 を停止させて、水量不足による循環ポンプ 1 3 4 の空運転を防止する。

上水位検知センサ 1 3 6 からの信号はスイッチドライバ基板 1 5 3 に送信され、スイッチドライバ基板 1 5 3 は操作パネル 1 7 0 のスタンバイ LED 1 7 1 を点灯させて、準備が整ったことを使用者に知らせる（ステップ S 1 0 4）。

15 給水準備が完了すると、吐水が可能となる。第 3 6 図は、吐水作業の流れを説明するフローチャートである。使用者が、スタート／ストップ・スイッチ 1 7 2 を押し下げると（ステップ S 2 0 1）、その信号はスイッチドライバ基板 1 5 3 に送信され、スイッチドライバ基板 1 5 3 が循環ポンプ 1 3 4 に駆動開始信号を送出する（ステップ S 2 0 2）。これにより、吐水が開始される。このとき、下水位検知センサが OFF であれば、上述のように吐水は開始されない。  
20

スイッチドライバ基板 1 5 3 は、それとともに、スタンバイ LED 1 7 1 を消灯させ、且つスタート／ストップ・スイッチ 1 7 2 の LED（例えば、第 2 5 図の円周部分）を点灯させる（ステップ S 2 0 3）。

ここで、再度スタート／ストップ・スイッチ 1 7 2 が押し下げられると（ステップ S 2 0 4）、その信号はスイッチドライバ基板 1 5 3 に送信され、スイッチドライバ基板 1 5 3 が循環ポンプ 1 3 4 に対して駆動停止信号を送出して循環ポンプ 1 3 4 に動作を停止させる（ステップ S 2 0 5）。それとともに、スイッチドライバ基板 1 5 3 は、スタンバイ LED 1 7 1 を点灯させ、且つスタート／ストップ・スイッチ 1 7 2 の LED を消灯させる（ステップ S 2 0 6）。これにより、吐水作業  
30 は終了する。

このように、スタート／ストップ・スイッチ 1 7 2 が押し下げられる毎に、スイッチドライバ基板 1 5 3 は、循環ポンプ 1 3 4 に対して動作の開始と停止とをトグ

ルの的に指示する。

- 足趾吐水ノズルユニット 130 を回動させる流れを、第 37 図のフローチャートに示す。使用者により足趾ノズルムーブ・スイッチ 173 が押し下げられると（ステップ S301）、その信号はモータドライバ基板 154 に送信され、モータドライバ基板 154 が駆動用モータ 150 に対して動作開始信号を送出して駆動用モータ 150 に動作を開始させるとともに、モータドライバ基板 154 は、足趾ノズルムーブ・スイッチ 173 の LED（例えば、第 25 図のノズル部分）を点灯させる（ステップ S302）。これにより、足趾吐水ノズルユニット 130 は回動を開始する。
- ここで、再度足趾ノズルムーブ・スイッチ 173 が押し下げられると（ステップ S303）、その信号はモータドライバ基板 154 に送信され、モータドライバ基板 154 が駆動用モータ 150 に対して動作停止信号を送出して駆動用モータ 150 に動作を停止させるとともに、モータドライバ基板 154 は、足趾ノズルムーブ・スイッチ 173 の LED を点灯させる（ステップ S304）。これにより、足趾吐水ノズルユニット 130 は回動作業を終了する。

このように、足趾ノズルムーブ・スイッチ 173 が押し下げられる毎に、モータドライバ基板 154 は、駆動用モータ 150 に対して動作の開始と停止とをトグル的に指示する。

- 第 38 図は、循環する吐水の水温を維持する作業の流れを示すフローチャートである。使用者によりヒータ ON/OFF スwitch 174 が押し下げられると（ステップ S401）、その信号はヒータコントローラ 158 に送信され、ヒータコントローラ 158 がシーズヒータ 155 に対して動作開始信号を送出してシーズヒータ 155 に動作を開始させるとともに、ヒータコントローラ 158 は、ヒータ ON/OFF スwitch 174 の LED（例えば、第 25 図の波線部分）を点灯させる（ステップ S402）。これにより、シーズヒータ 155 は発熱を開始する。

- ここで、再度ヒータ ON/OFF スwitch 174 が押し下げられると（ステップ S403）、その信号はヒータコントローラ 158 に送信され、ヒータコントローラ 158 がシーズヒータ 155 に対して動作停止信号を送出してシーズヒータ 155 に動作を停止させるとともに、ヒータコントローラ 158 は、足ヒータ ON/OFF スwitch 174 の LED を点灯させる（ステップ S404）。これにより、シーズヒータ 155 は発熱作業を終了する。

このように、ヒータ ON/OFF スwitch 174 が押し下げられる毎に、ヒータ

コントローラ 158 は、シーズヒータ 155 に対して発熱の開始と停止とをトグル的に指示する。

5      なお、このフローチャートでは、使用者によりヒータ ON/OFF スイッチ 174 が ON/OFF される場合について説明したが、タンク 132 内に設置されたサーミスタ 157 が、タンク 132 内の水温が所定の温度より低くなった場合にその信号をヒータコントローラ 158 に送信し、この信号を受けたヒータコントローラ 158 が、シーズヒータ 155 に対して信号を送出して発熱を開始させるようにしてもよい。

10      さらに、サーミスタ 157 が、タンク 132 内の水温が所定の温度より高くなったときにその信号をヒータコントローラ 158 に送信し、この信号を受けたヒータコントローラ 158 が、シーズヒータ 155 に対して信号を送出して発熱を停止させるようにすることも可能である。これにより、自動的に水温を一定範囲内に保つことができる。

15      以下、斯かる下肢吐水装置 1B の変形例について説明する。第 39 図は、本変形例に係る下肢吐水装置の操作を行うリモートコントローラ 175 を示すものである。このリモートコントローラ 175 は、上述の操作パネル 170 に替えて、或いは操作パネル 170 に追加して設けられる。

20      リモートコントローラ 175 は、操作パネル 170 が備えるスタンバイ LED 171、スタート/ストップ・スイッチ 172、足趾ノズルムーブ・スイッチ 173、及びヒータ ON/OFF スイッチ 174 を備える外、タイマボタン 176、デジタル表示 177、アップボタン 178、及びダウンボタン 179 を備える。ここで、操作パネル 170 が備えるスイッチ等と同じスイッチ等については説明を省略する。

25      タイマボタン 176 は、このリモートコントローラ 175 にタイマ機能を与えるものであり、連続使用時間を 1 分刻みで設定できるようになっている。工場出荷時には、デフォルト値として、例えば 15 分が設定されている。

30      タイマボタン 176 を押すと、設定時間を表示するデジタル表示 177 が点滅する。そこで、連続使用時間を表示のものより長くしたいときは、アップボタンを押し下げ、短くしたいときはダウンボタンを押し下げて、デジタル表示 177 に所望の時間を表示させる。所望の時間が表示されて、再度タイマボタン 176 を押し下げれば、デジタル表示 177 の表示が点滅から点灯へと変化して、新しい連続使用時間の設定が完了する。なお、このタイマ機能を、操作パネル 170 に持たせることも勿論可能である。



第3の実施形態に係る下肢吐水装置1Bが、使用者により手動で給水されて、その水が容器本体内で循環するのに対し、第40図に示す変形例は、給水管190及び排水管192に直接接続され、吐出された水は循環することなく逐次排出される点で基本的に相違し、他の構成は第3の実施形態と実質的に同じであり、同じ符号を付して説明を省略する。

水を循環させず、給水管からの水圧により直接吐水ノズルまで送水され、吐水されるので、本変形例に係る下肢吐水装置1Cは、循環ポンプが不要となり、替わって、給水管190の開閉を制御する給水電磁弁191が備えられる。給水電磁弁191は、電源切り状態で常時閉のノーマルクローズタイプが用いられる。

そして、給水管190及び排水管192は、それぞれワンタッチ継ぎ手を用いて背面プレート110に接続される。或いは恒常的に接続される場合は、ワンタッチ継ぎ手なしで接続するように構成してもよい。

また、連続して給水され、直接各吐水ノズルに送水されることから、タンク132内の貯水量を気にする必要もなく、したがって、水位検出センサも不要となる。

さらに、使用される水は次々に入れ替わるので、水温の維持は意味を成さなくなってヒータ機能も不要となる外、操作パネル170のヒータON/OFFスイッチ174も不要となる。このため、一定以上の水温で使用したい場合は、適温の給湯が可能な給水管に接続する必要がある。

加えて、給水管190は、給水電磁弁192を介して各吐水ノズル配管へと直結されるので、タンク132も、実質的な意味はなく、排水管192が詰まった場合等不測の事態に備えるものにすぎない。このように、本変形例に係る下肢吐水装置1Cは、第3の実施形態に係るものと比較してシンプルな構成となり、製造コストの低減を図ることができる。

本変形例の下肢吐水装置1Cは、上述のように第3の実施形態に係る下肢吐水装置1Bと異なるので、その使用も自ずと異なる部分が生じる。

まず、タンク132に水を溜める準備作業がなく、使用者が電源コード112をコンセントに接続し、電源スイッチ113をONにすると、スイッチドライバ基板153の指示により、スタンバイLED171が点灯する。本変形例では、スタンバイLED171は、このように電源ON状態を表示するものとなる。

第41図は、本変形例における吐水作業の流れを説明するフローチャートである。使用者が、スタート/ストップ・スイッチ172を押し下げると（ステップS501）、その信号はスイッチドライバ基板153に送信され、スイッチドライバ基

板 1 5 3 が給水電磁弁 1 9 2 に開信号を送出する（ステップ S 5 0 2）。これにより、給水管 1 9 0 から水の流入が開始され、その水圧により直接各ノズルへと送水されうる。

5 スイッチドライバ基板 1 5 3 は、それとともに、スタンバイ LED 1 7 1 を消灯させ、且つスタート／ストップ・スイッチ 1 7 2 の LED を点灯させる（ステップ S 5 0 3）。

ここで、再度スタート／ストップ・スイッチ 1 7 2 が押し下げられると（ステップ S 5 0 4）、その信号はスイッチドライバ基板 1 5 3 に送信され、スイッチドライバ基板 1 5 3 が給水電磁弁 1 9 2 に対して閉信号を送出して給水電磁弁 1 9 2 を  
10 閉止させる（ステップ S 5 0 5）。それとともに、スイッチドライバ基板 1 5 3 は、スタンバイ LED 1 7 1 を点灯させ、且つスタート／ストップ・スイッチ 1 7 2 の LED を消灯させる（ステップ S 5 0 6）。これにより、吐水作業は終了する。

このように、スタート／ストップ・スイッチ 1 7 2 が押し下げられる毎に、スイッチドライバ基板 1 5 3 は、給水電磁弁 1 9 2 に対して開と閉とをトグル的に指示  
15 する。

これに対し、足趾吐水ノズルユニット 1 3 0 を回動させる流れは、第 3 の実施形態に係るものと全く同じであり、逆に、吐水の水温を維持する作業は行われな

以上で説明した実施態様は説明のためのものであり、本発明の範囲を制限するものではない。したがって、当業者であればこれらの各要素もしくは全要素をこれと  
20 均等なものによって置換した実施態様を採用することが可能であるが、これらの実施態様も本発明の範囲に含まれる。

上記の実施形態においては、使用者の足を収納する容器本体 2 を備え、使用者 P はこの容器本体 2 内部に足を収納して吐水を受ける例を用いて説明した。しかし、この容器本体 2 を備えず、足表ノズル吐水部 3 0 が吐水部指向先移動機構 2 0 を介  
25 して、例えば第 2 1 図に示すように、浴室等の内部に設けられたカウンタ 9 0 の下に、浴室と一体に組み込まれた構成とすることもできる。この例では、足表ノズル 3 0 及び吐水部指向先移動機構 2 0 は、カウンタ 9 0 下面に吊設された 2 つの挟持具 9 1、9 1 に両端を挟持されて取り付けられる。

### 30 産業上の利用可能性

以上述べたように、本発明に係る下肢吐水装置によれば、皮膚に存在する感覚受容器を効果的に刺激して、より大きな快感を得ることが可能となる。

## 請 求 の 範 囲

1. 使用者の足の表側を指向して吐水する足表吐水部と、該足表吐水部の吐水の指向先を足の長軸方向に沿って移動させる吐水部指向先移動機構とを備えることを特徴とする下肢吐水装置。
- 5
2. 使用者の足を収納する容器本体と、該容器本体内部に収納された足の表側を指向して吐水する足表吐水部と、該足表吐水部の吐水の指向先を足の長軸方向に沿って移動させる吐水部指向先移動機構とを備えることを特徴とする下肢吐水装置。
- 10
3. 前記足表吐水部は、使用時における足幅方向に並列された複数の吐水口を左右の足夫々に対して有することを特徴とする請求の範囲第1項及び第2項のいずれかに記載の下肢吐水装置。
- 15
4. 前記吐水部指向先移動機構による前記吐水を受ける着水点の移動の経路には、足趾が含まれることを特徴とする請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載の下肢吐水装置。
- 20
5. 前記足表吐水部は、移動する前記着水点の位置に応じて、該着水点を受ける吐水の圧力を変動させることを特徴とする請求の範囲第1項ないし第4項のいずれかに記載の下肢吐水装置。
- 25
6. 前記足表吐水部は、前記着水点の前記足趾にあるときに該着水点を受ける吐水の圧力を最も高くすることを特徴とする請求の範囲第4項及び第5項のいずれかに記載の下肢吐水装置。
- 30
7. 前記足表吐水部は、移動する前記着水点の位置に応じて吐水量を変動させることを特徴とする請求の範囲第1項ないし第6項のいずれかに記載の下肢吐水装置。
8. 前記足表吐水部は、前記着水点の前記足趾にあるときに最も多流量で吐水することを特徴とする請求の範囲第7項記載の下肢吐水装置。

9. 前記吐水部指向先移動機構は、使用者の皮膚表面に対する着水の角度が変わるように、前記着水点の移動に応じて、前記足表吐水部を移動させることを特徴とする請求の範囲第1項ないし第8項のいずれかに記載の下肢吐水装置。

5 10. 前記吐水部指向先移動機構は、前記着水点が足の長軸方向に沿って移動するように、前記足表吐水部が回転及び回動のいずれかを行うことを軸支する回転軸を備えることを特徴とする請求の範囲第9項記載の下肢吐水装置。

10 11. 前記回転軸は、前記容器本体内において、使用時における第五趾の付け根の位置の直上又はそれより趾先側において軸支されることを特徴とする請求の範囲第10項記載の下肢吐水装置。

15 12. 前記吐水部指向先移動機構による前記着水点の移動は、該移動の周期の中に、前記足表吐水部からの吐水が足趾に当たらない期間を有することを特徴とする請求の範囲第1項ないし第4項及び第9項ないし第11項のいずれかに記載の下肢吐水装置。

20 13. 前記足表吐水部は、連続して吐水しつつ、前記吐水部指向先移動機構により前記着水点を足の長軸方向に沿って往復移動させることを特徴とする請求の範囲第1, 2, 3, 5, 7, 8, 9項及び第11項のいずれかに記載の下肢吐水装置。

25 14. 前記下肢吐水装置は、足の裏側を指向して吐水する足裏吐水部をさらに備えることを特徴とする請求の範囲第1項ないし第13項のいずれかに記載の下肢吐水装置。

15. 前記足裏吐水部の吐水量及び吐水圧の少なくとも一方は、周期的に変化することを特徴とする請求の範囲第14項記載の下肢吐水装置。

30 16. 前記足表吐水部は、吐水方向を周期的に揺動させることを特徴とする請求の範囲第1項ないし第15項のいずれかに記載の下肢吐水装置。

17. 前記足裏吐水部は、吐水方向を周期的に揺動させることを特徴とする請求の

範囲第 1 4 項ないし第 1 6 項のいずれかに記載の下肢吐水装置。

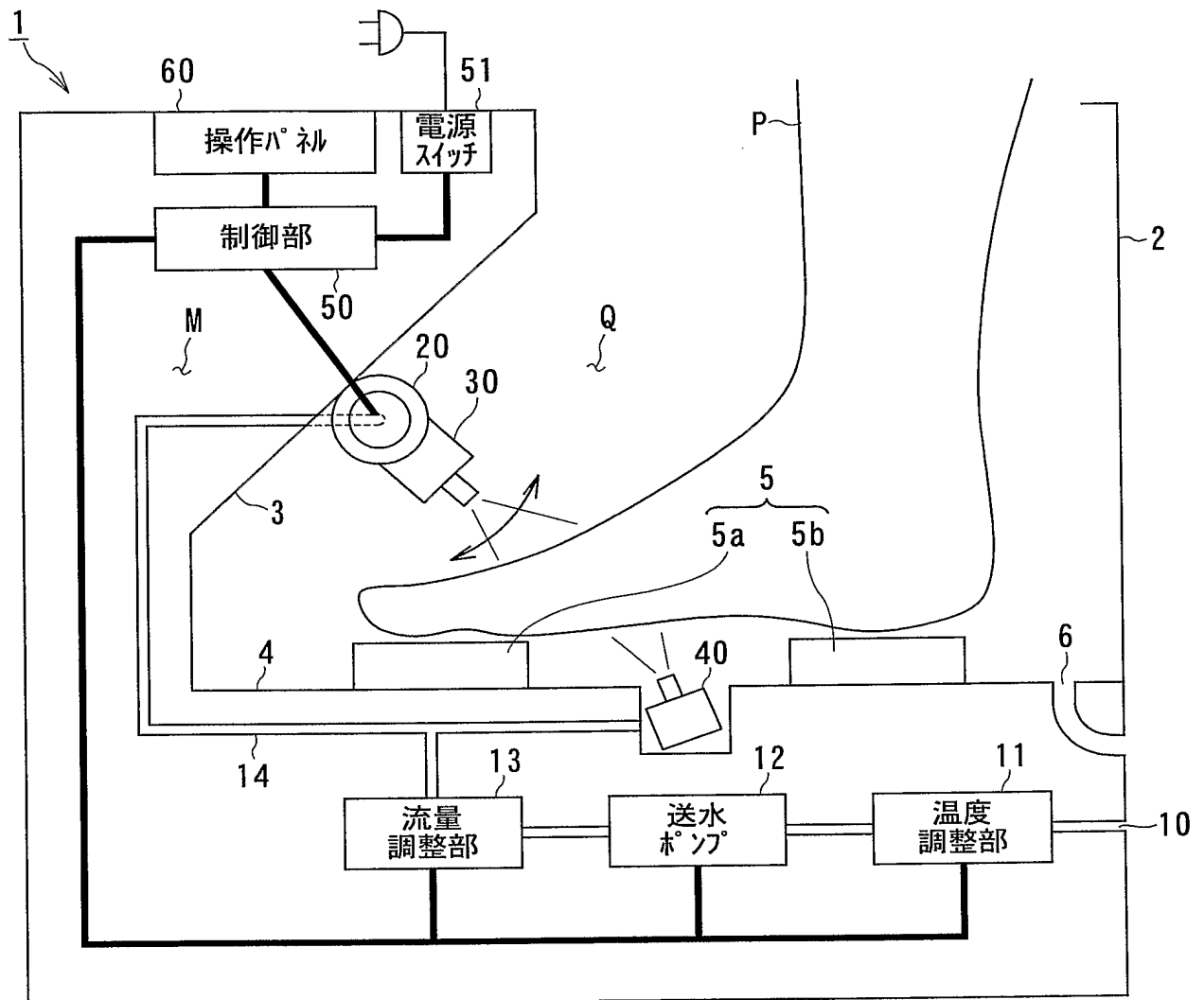
1/34

無毛部	メルル盤 ルフニ終末	マインル小体	パチニ小体
有毛部	毛盤 ルフニ終末	毛包受容器	パチニ小体
機能	皮膚変位の 大きさ検出	皮膚変位の 速さ検出	皮膚変位の 加速度検出
順応速度	遅い	速い	非常に速い

## 第1図

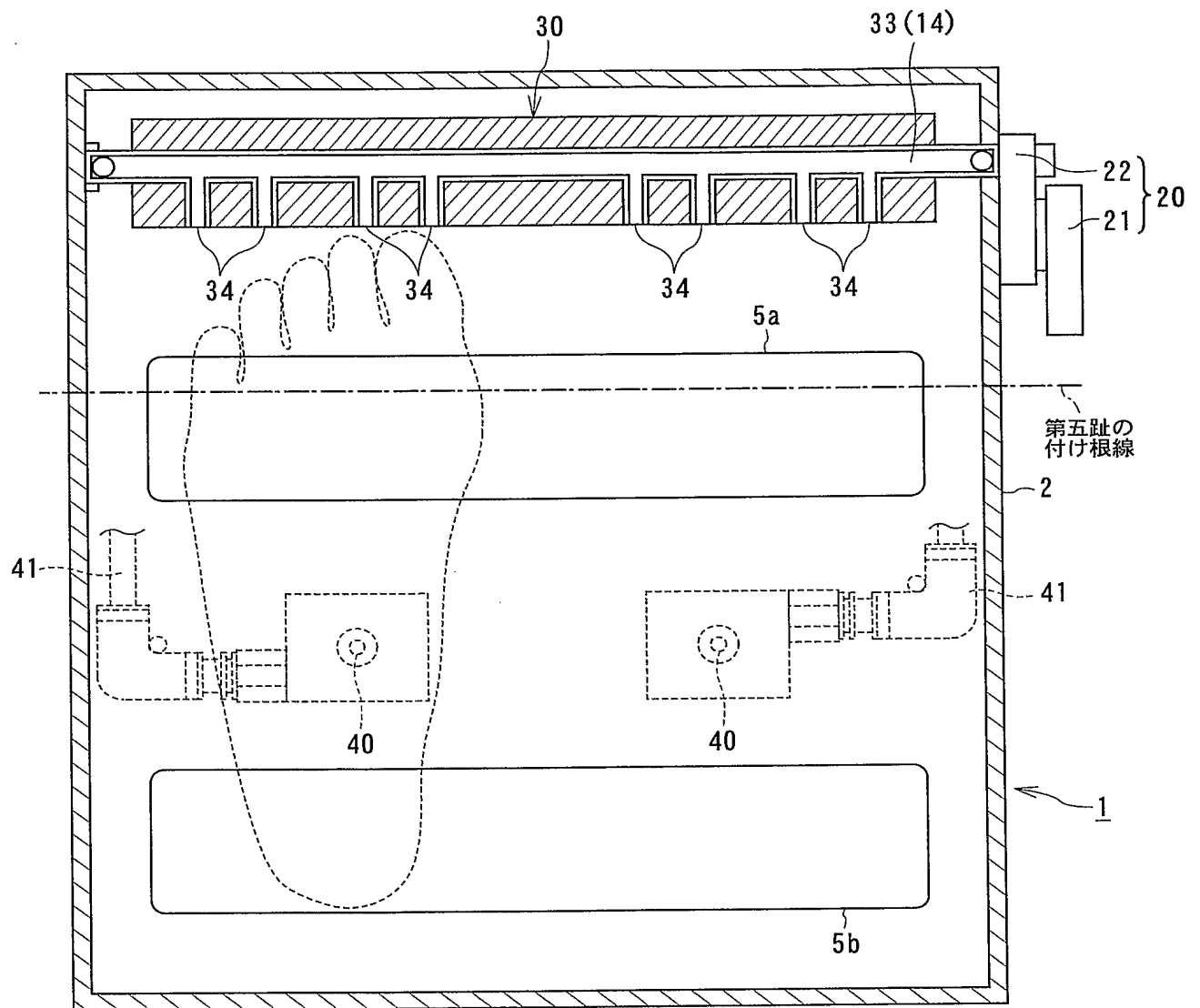
部 位	mm
前額	23
舌端	4
胸	45
上腕	67
前腕	41
手首	31
手指背側	11
手指掌側	4
指尖掌側	2
大腿	67
下腿	41
足背	41
足踵背側	11

## 第2図



### 第3図

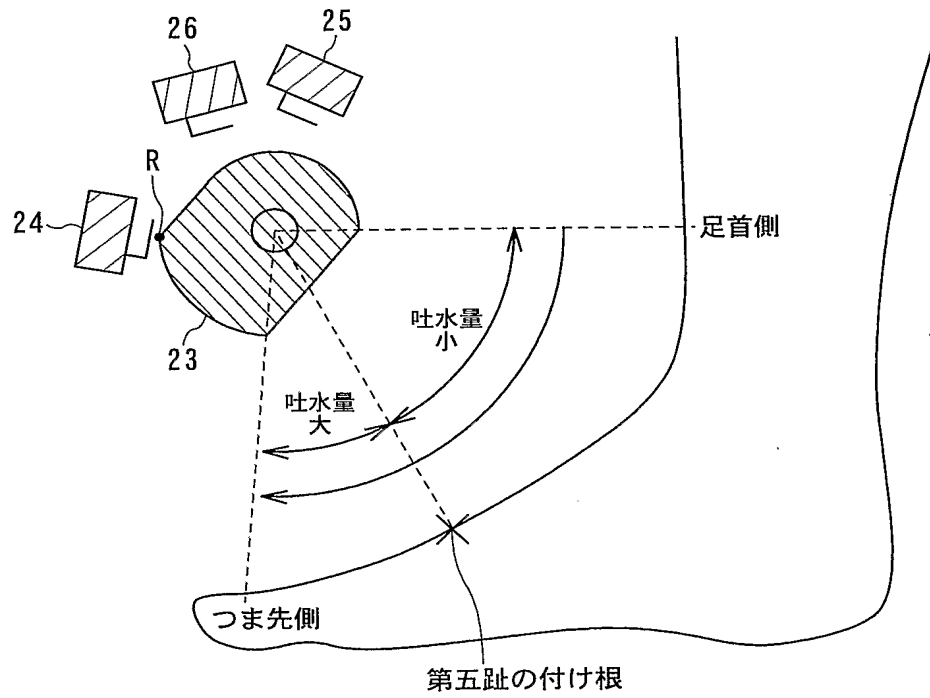
3/34



第4図

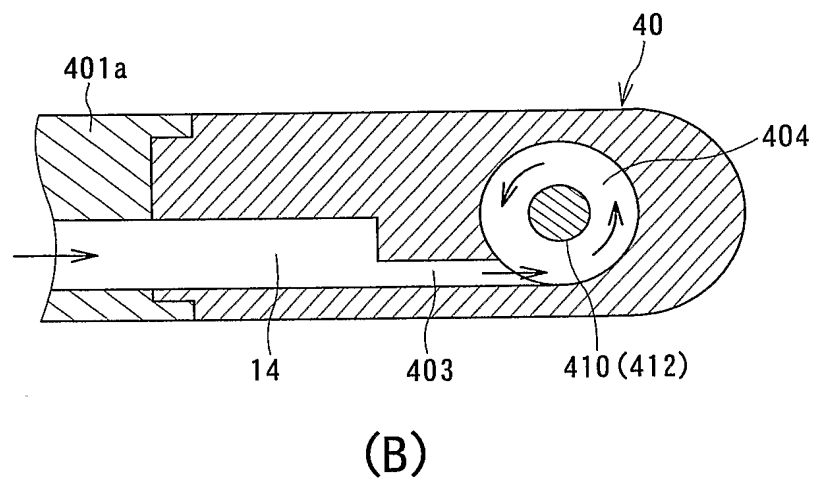
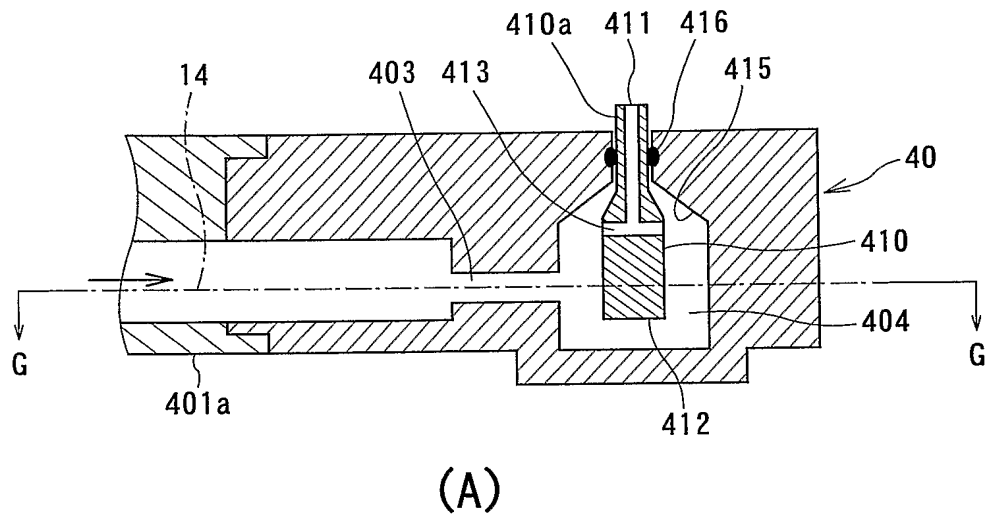


4/34



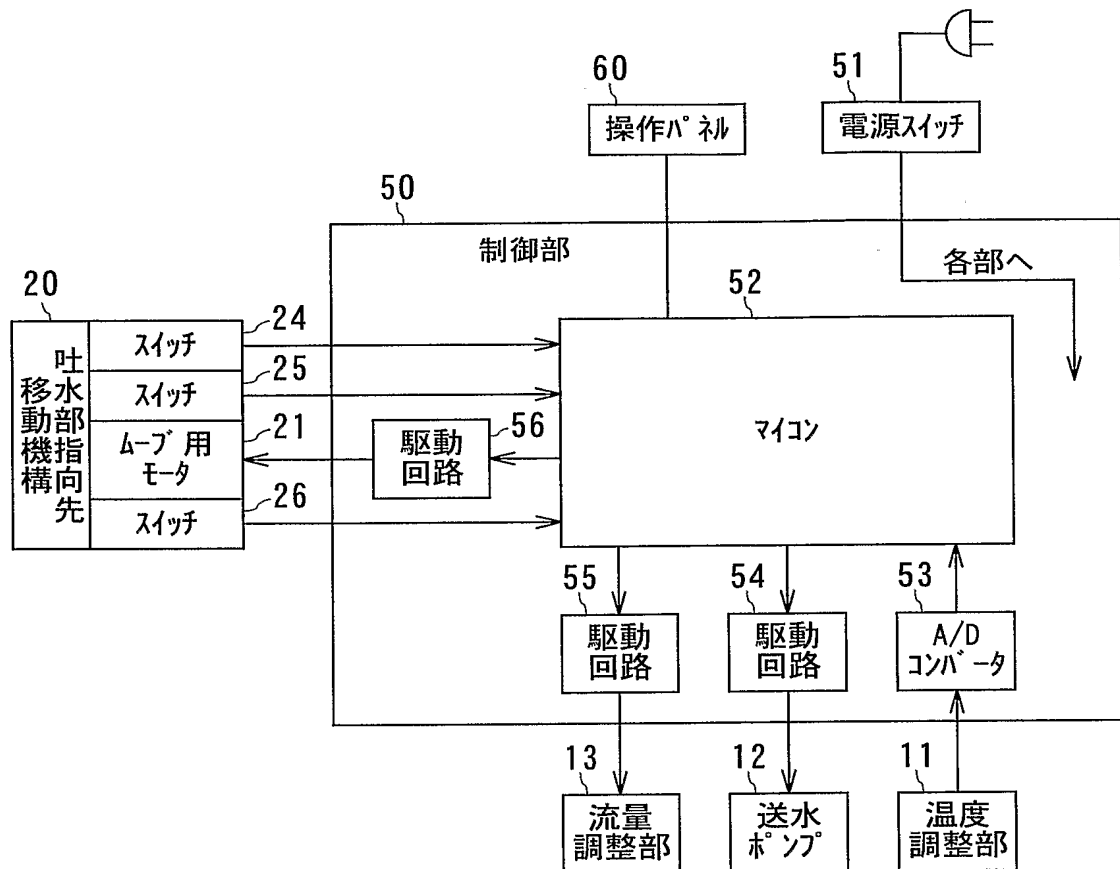
第5図

5/34

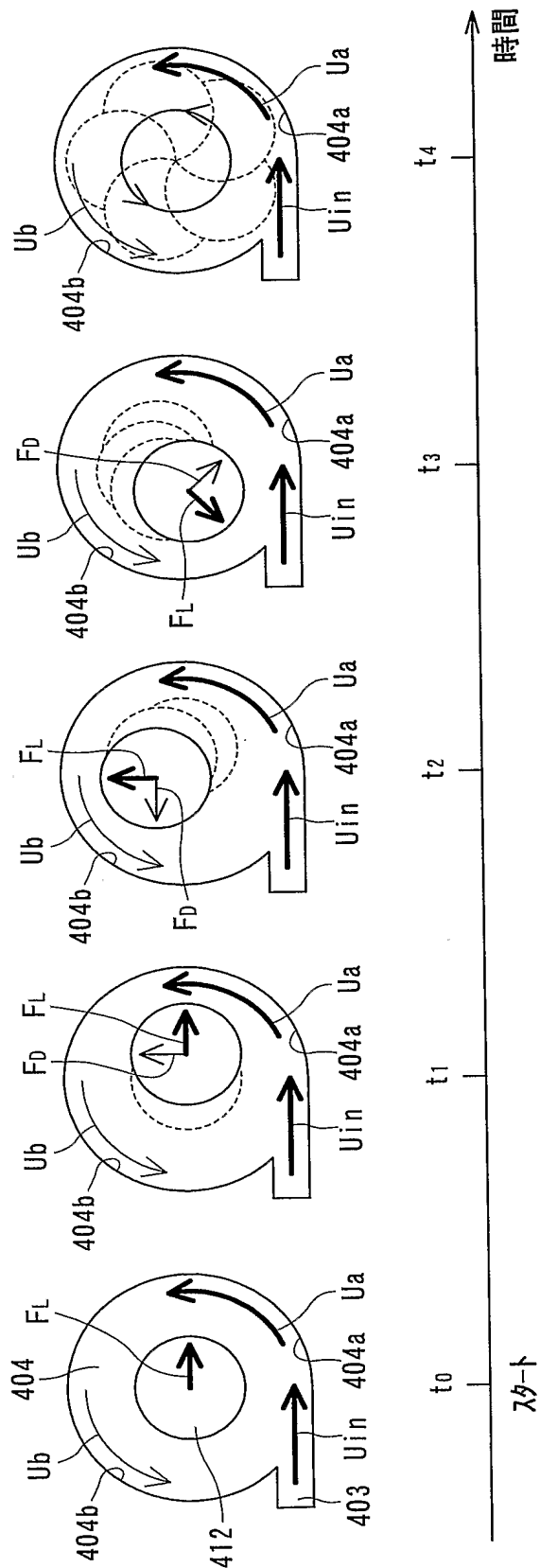


第6図

6/34

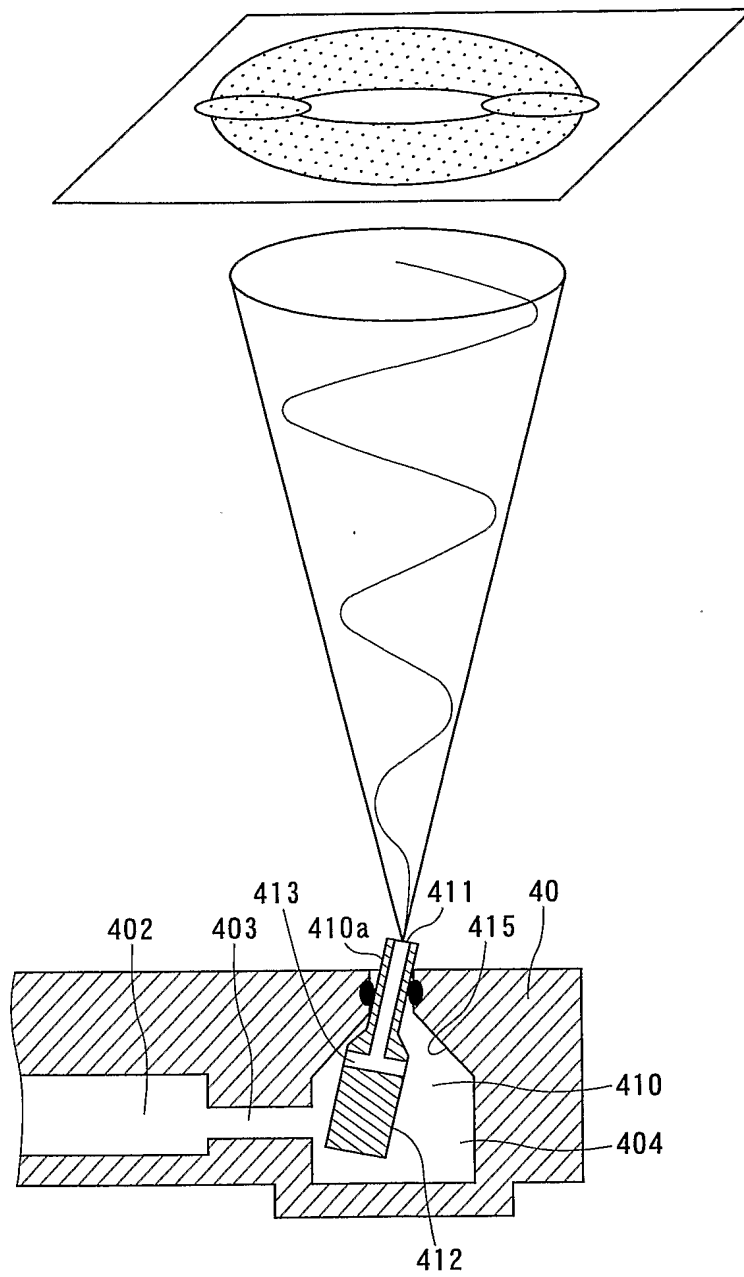


第7図



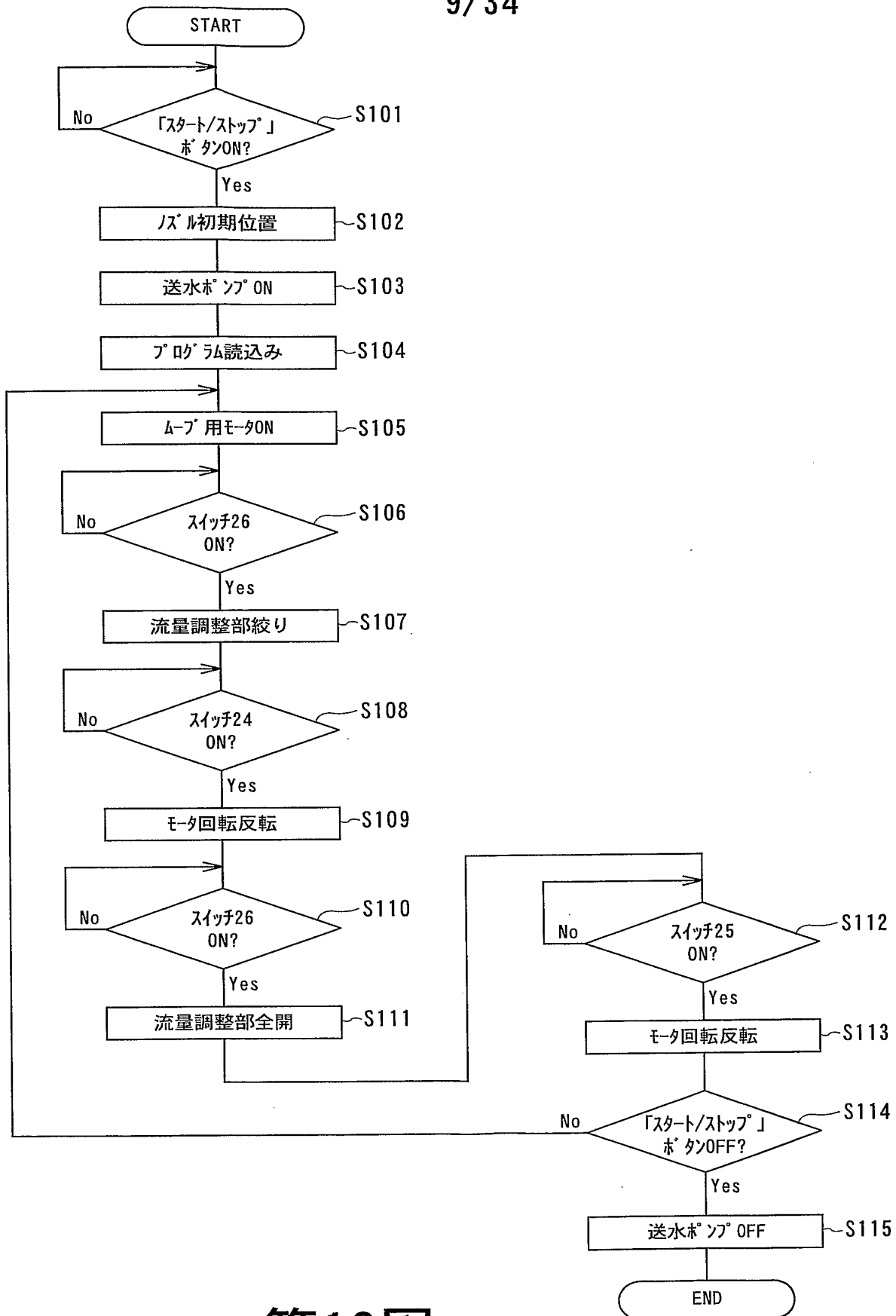
第8図

8/34



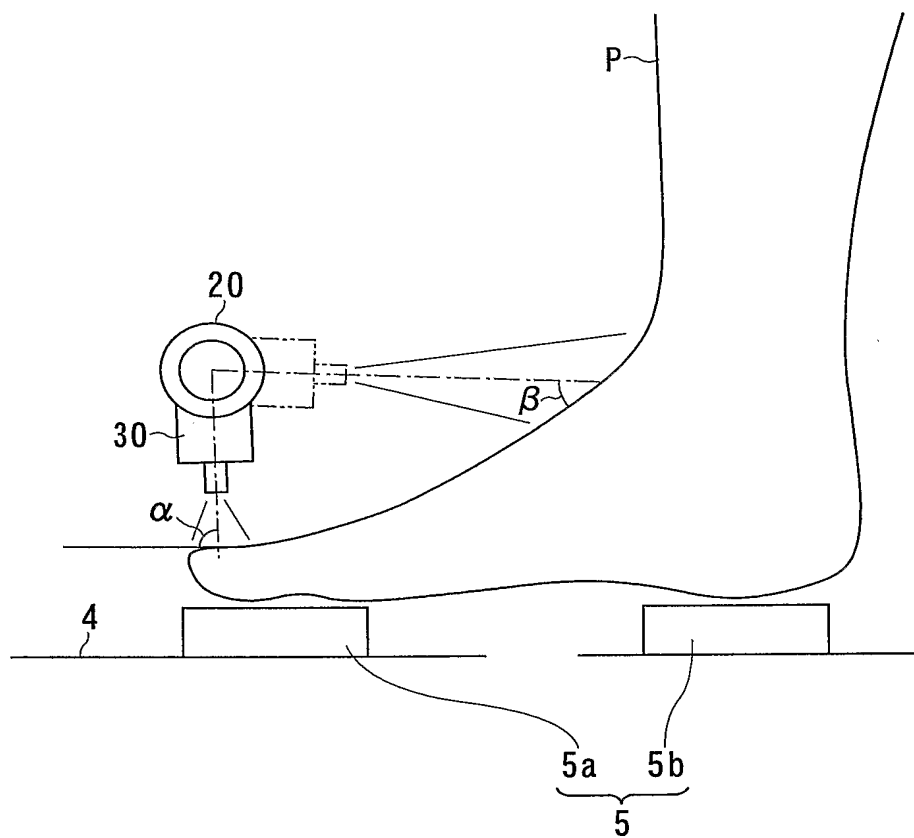
第9図

9/34

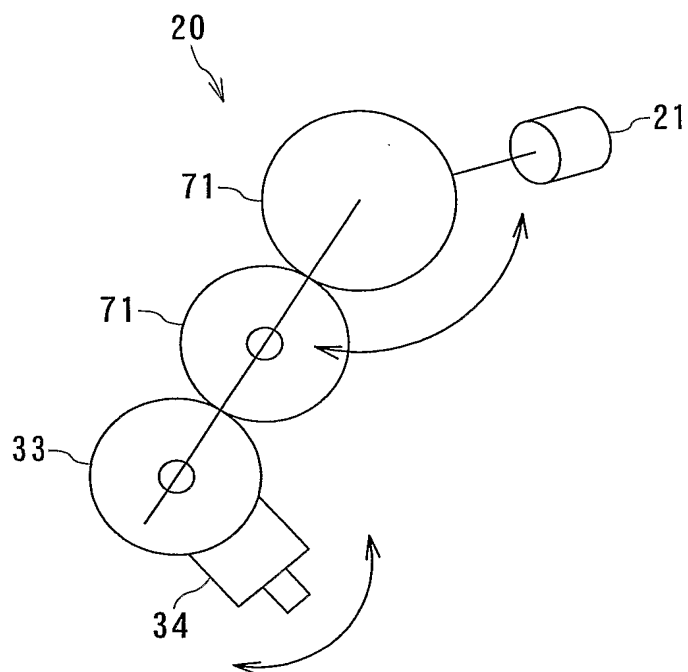


第10図

10/34



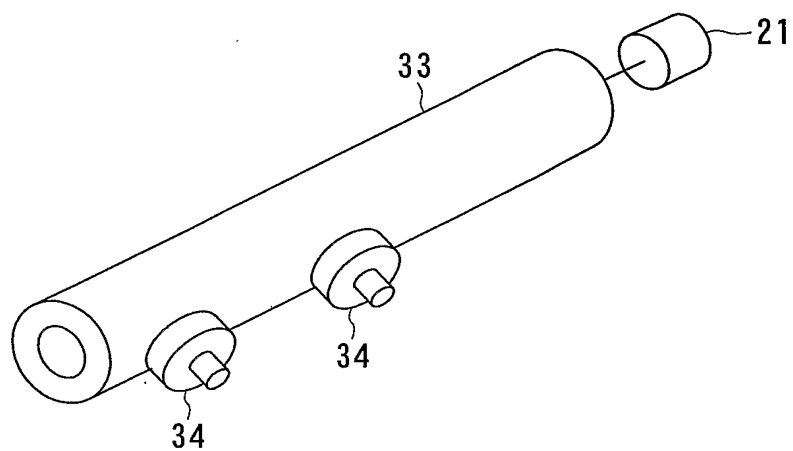
第11図



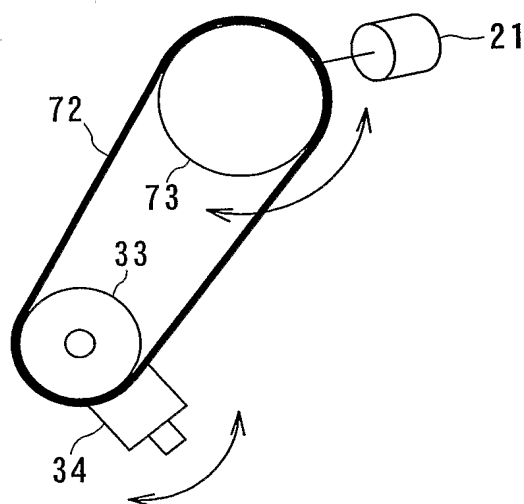
第12図

11/34

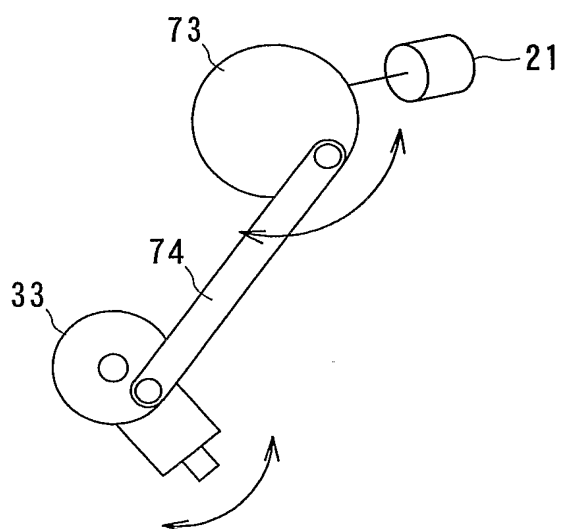
(A)



(B)

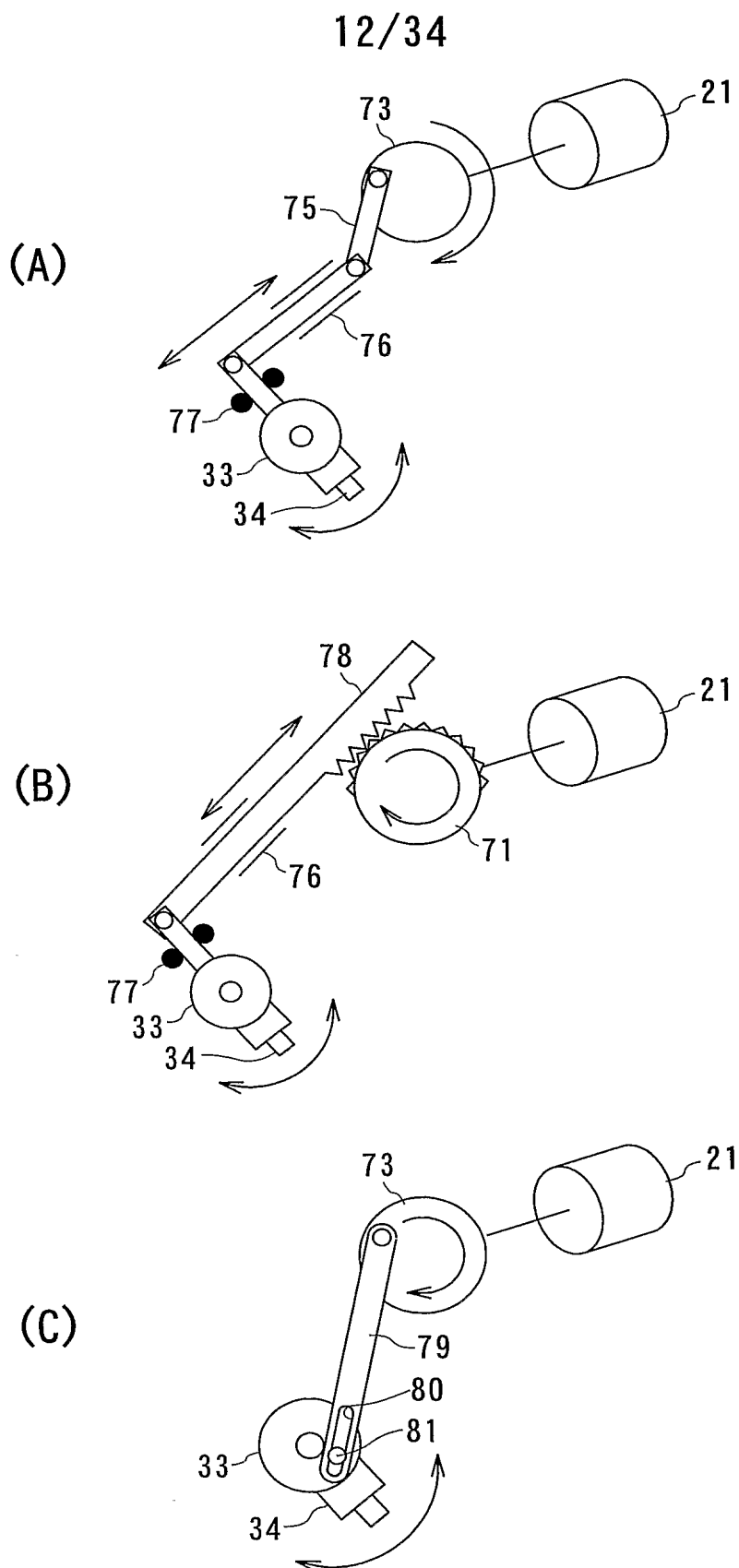


(C)



第13図

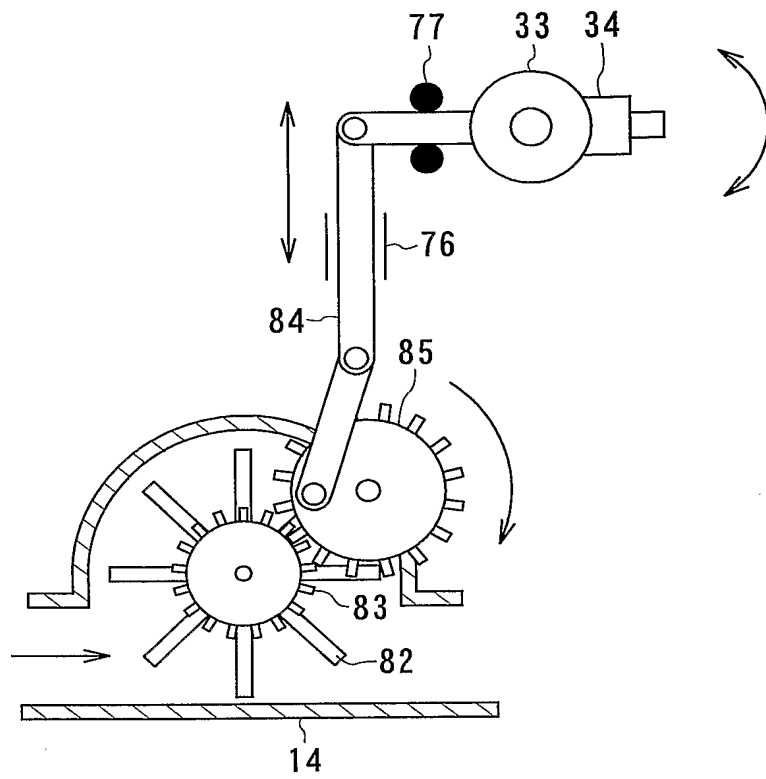




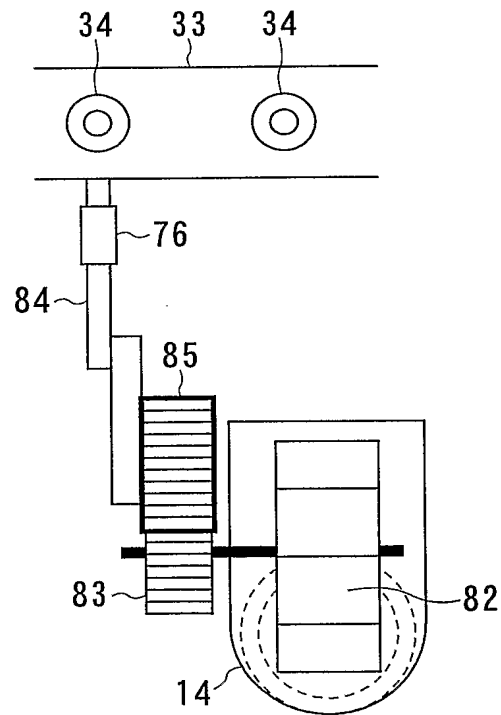
第14図

13/34

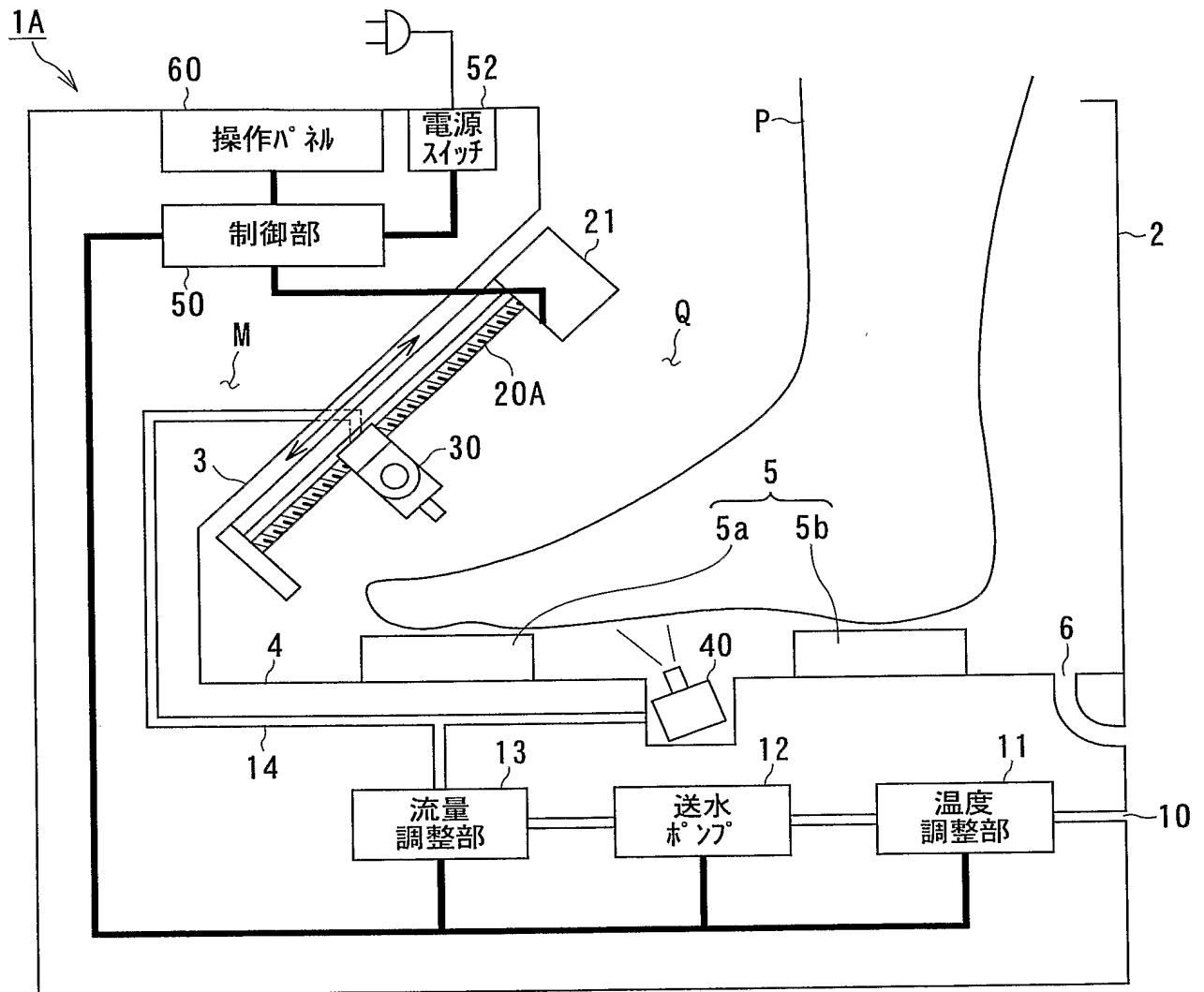
(A)



(B)

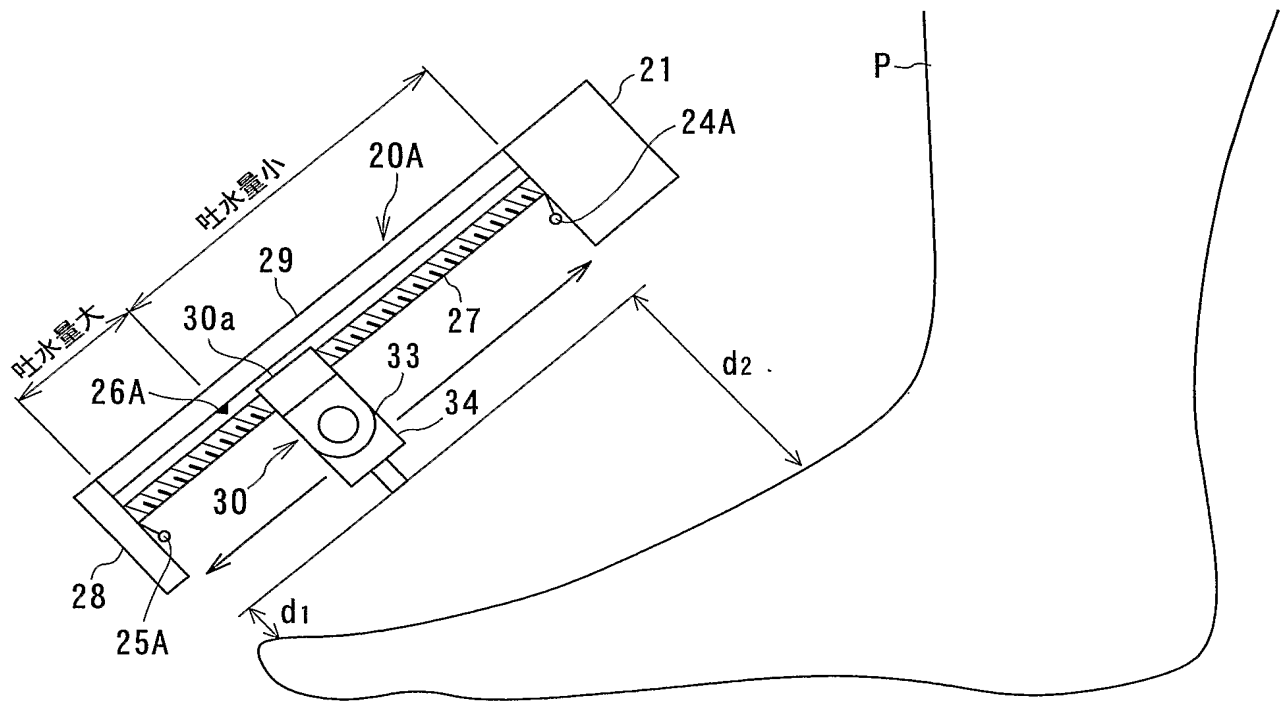


第15図



## 第16図

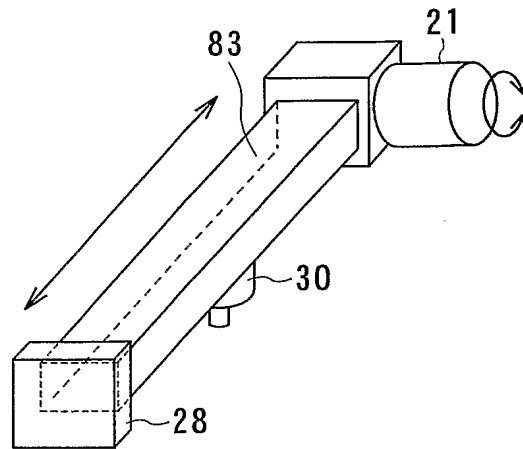
15/34



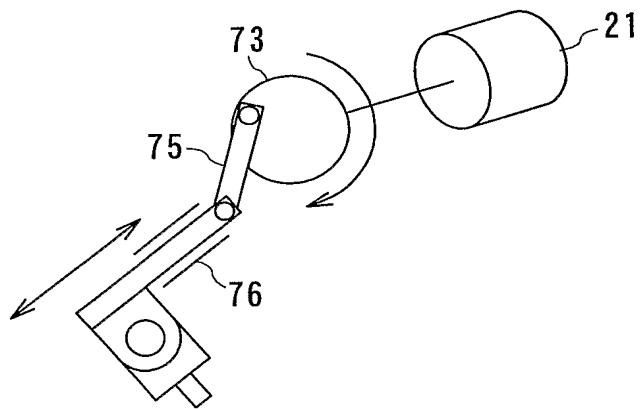
第17図

16/34

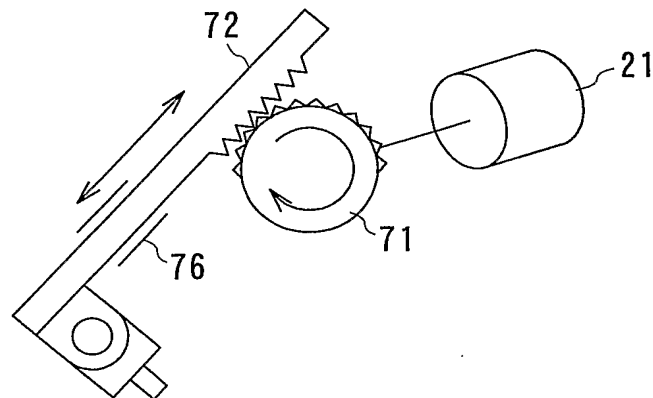
(A)



(B)



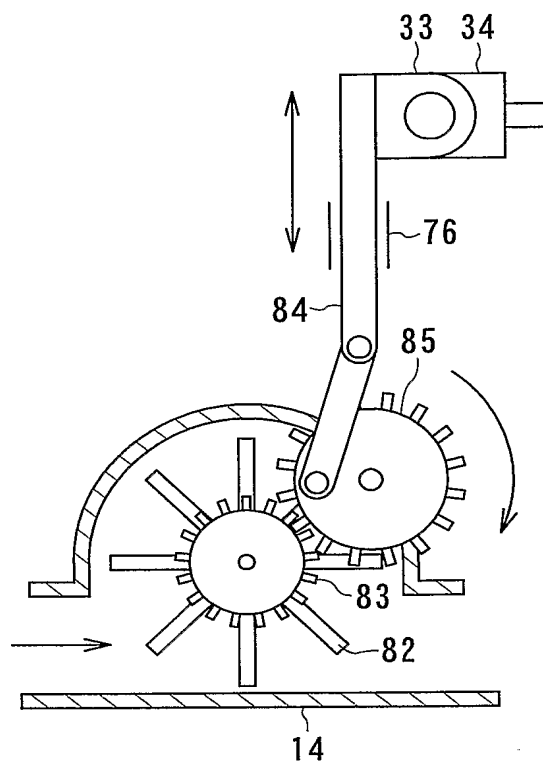
(C)



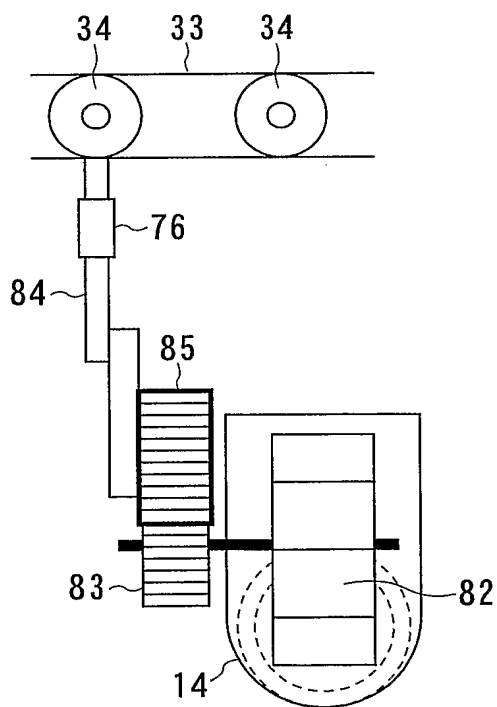
第18図

17/34

(A)

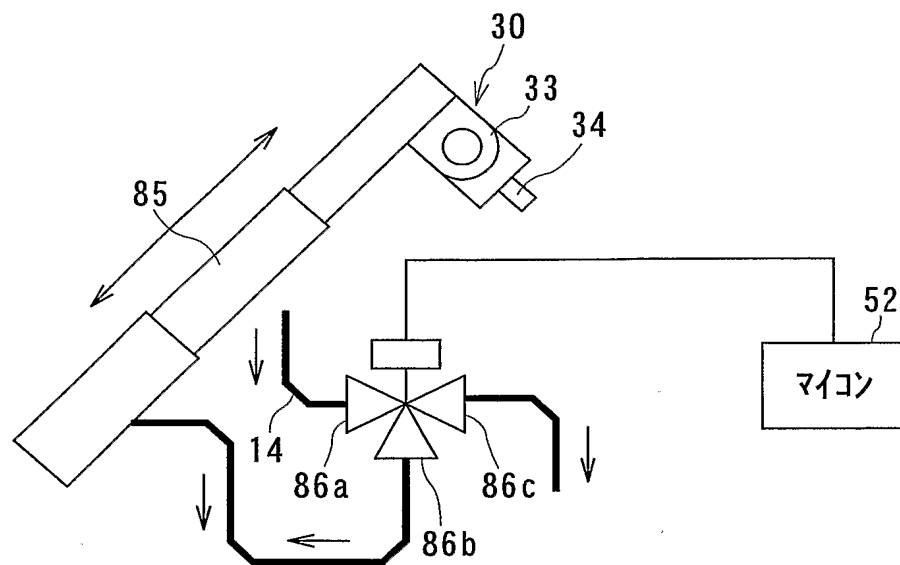


(B)

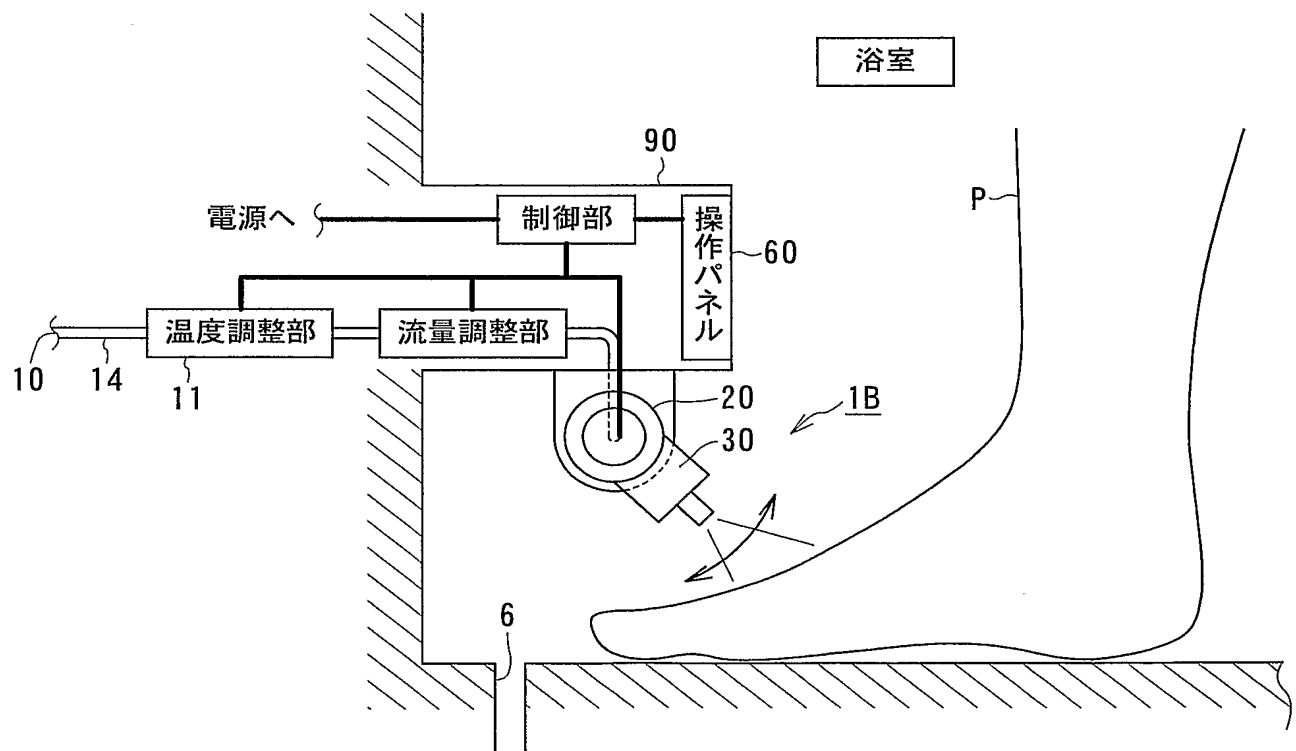


第19図

18/34

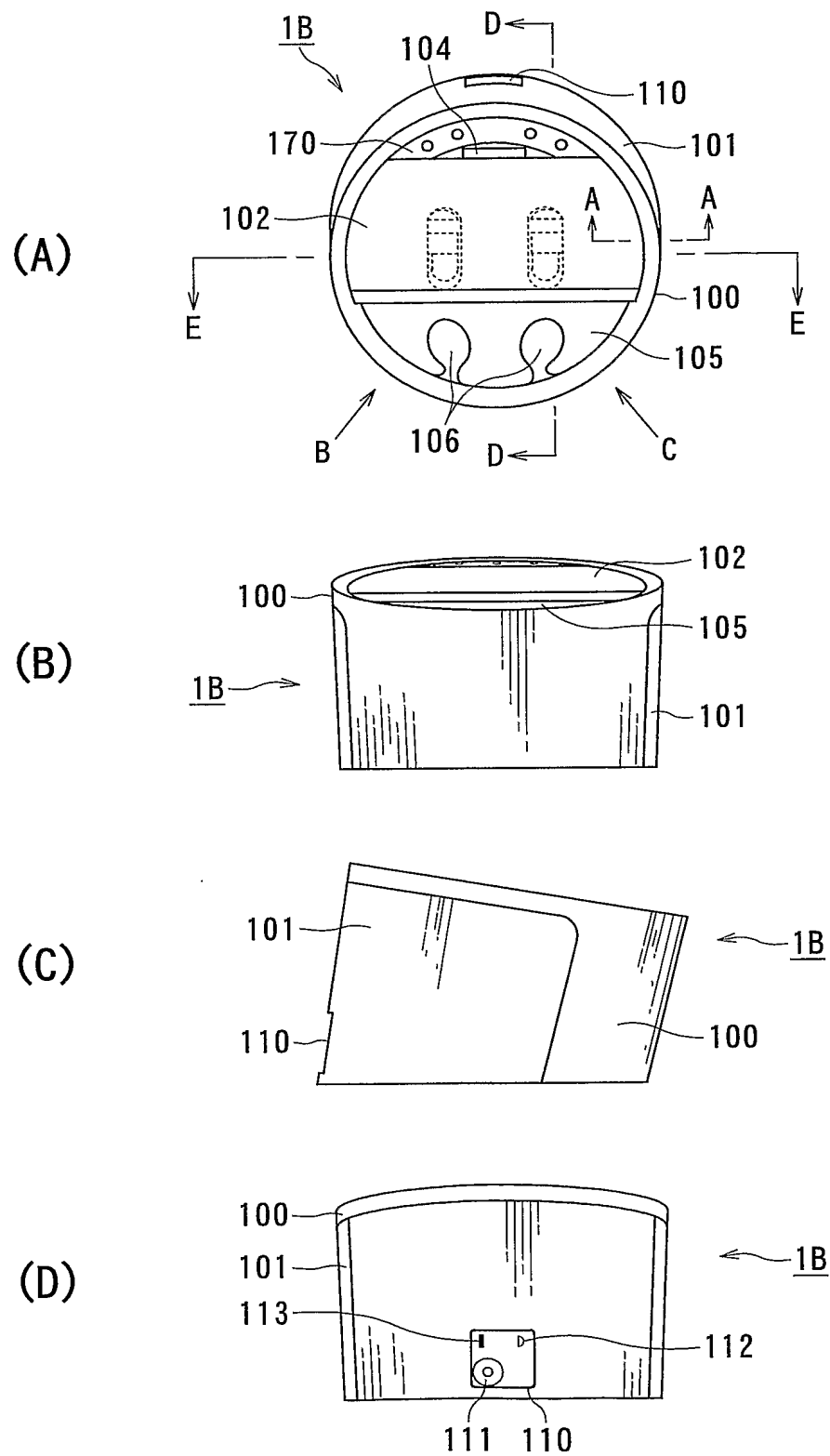


第20図



第21図

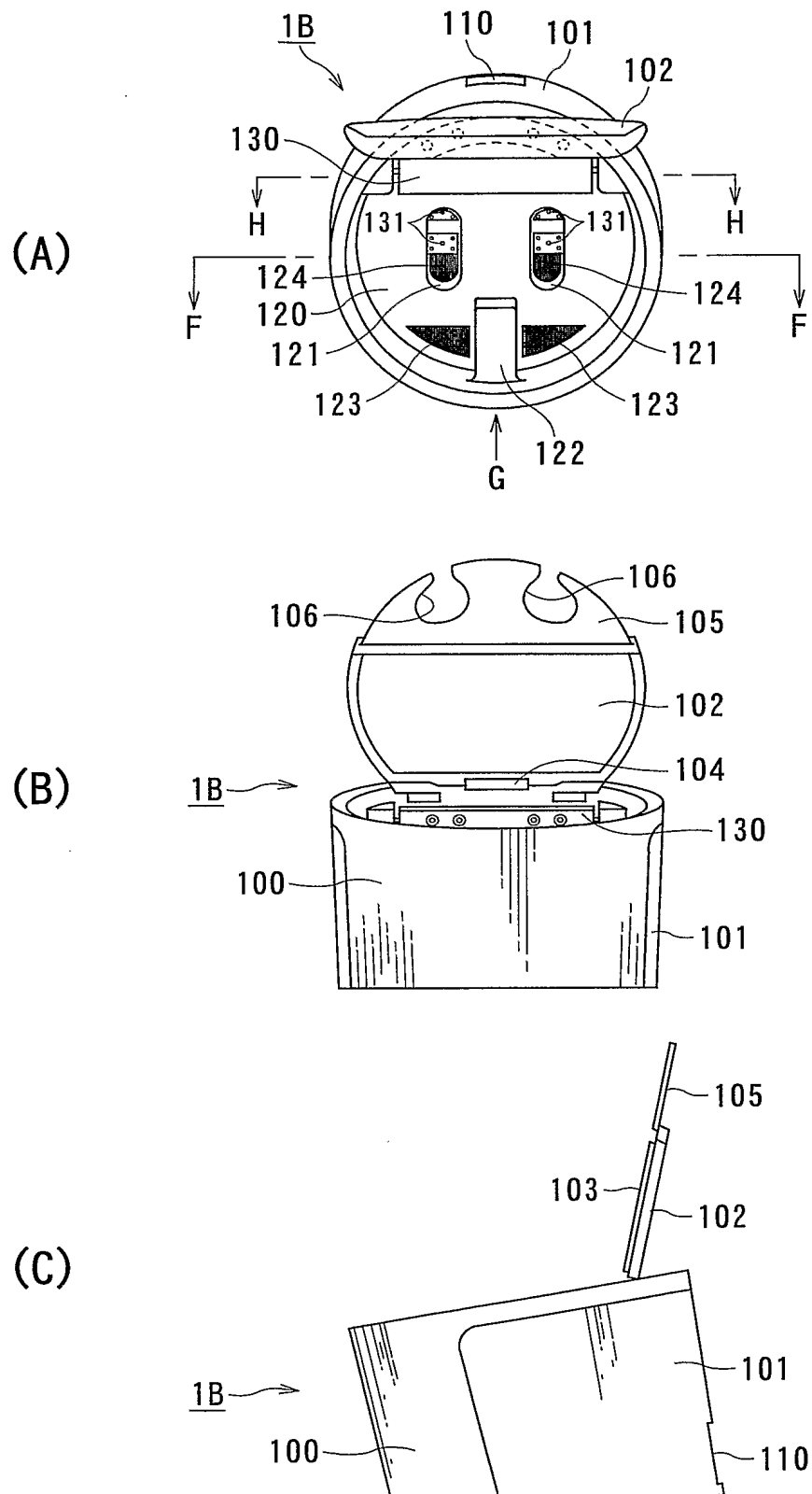
19/34



第22図



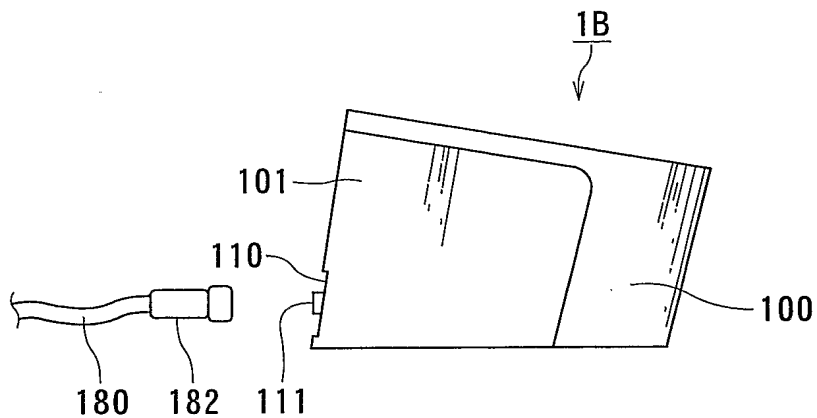
20/34



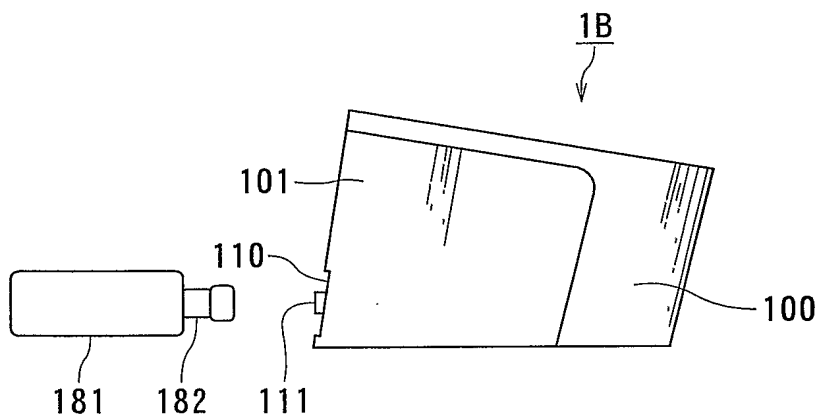
第23図

21/34

(A)

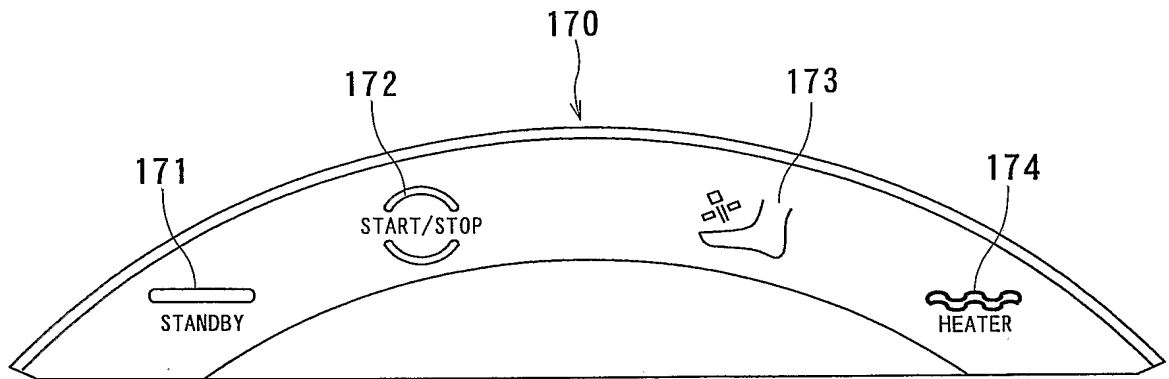


(B)

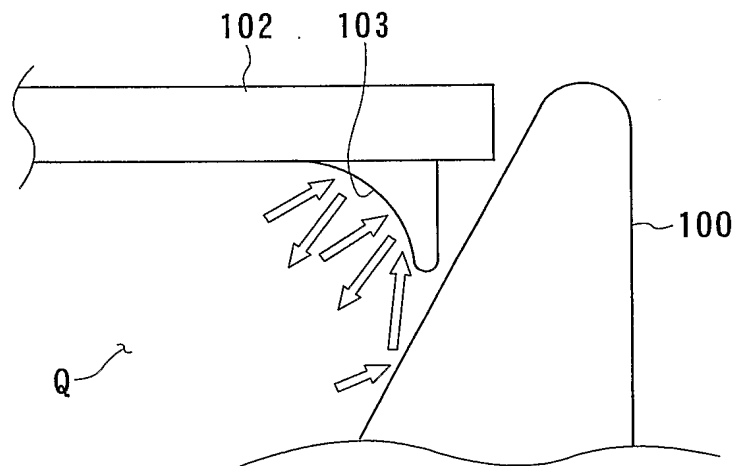


第24図

22/34

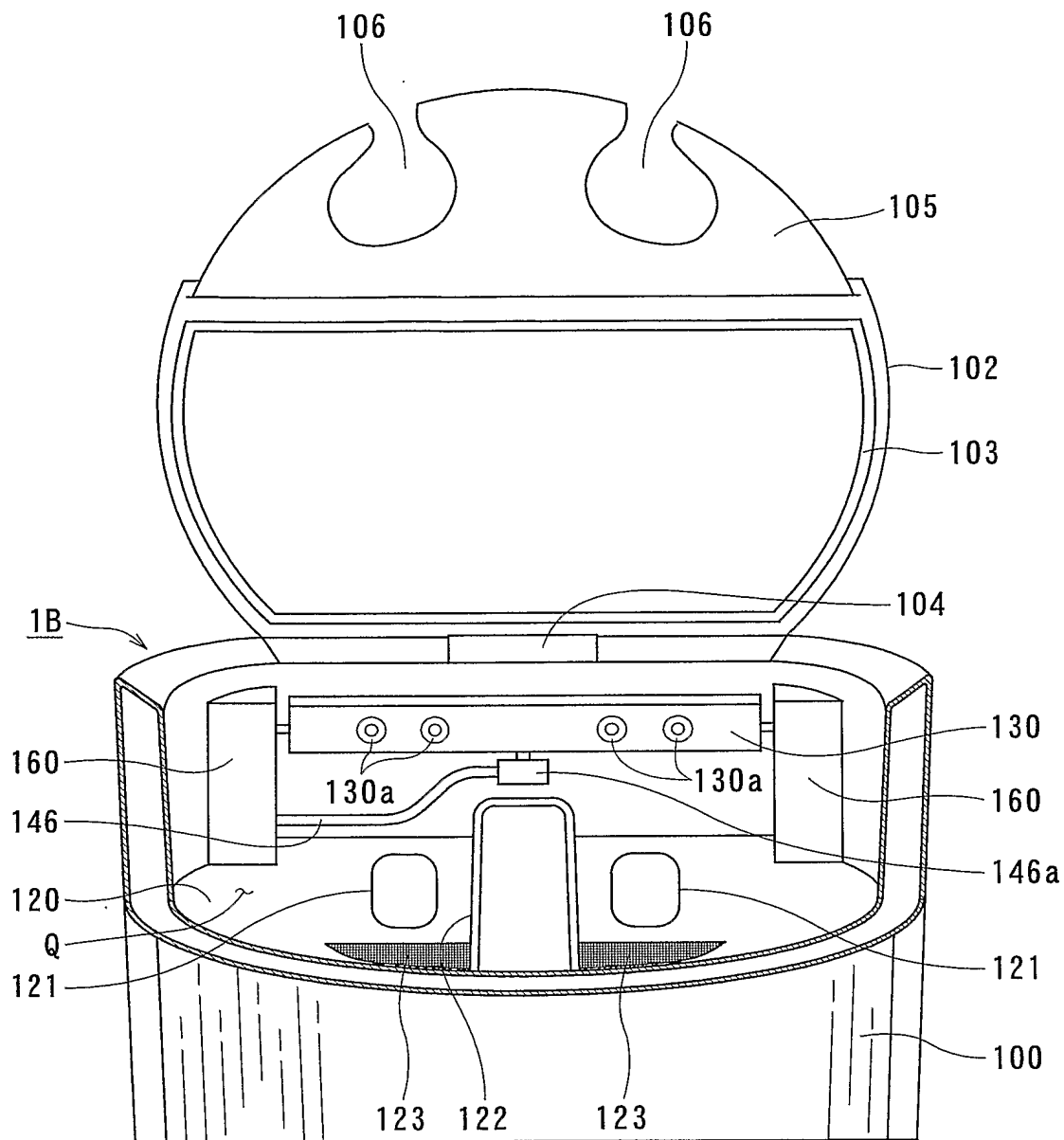


第25図

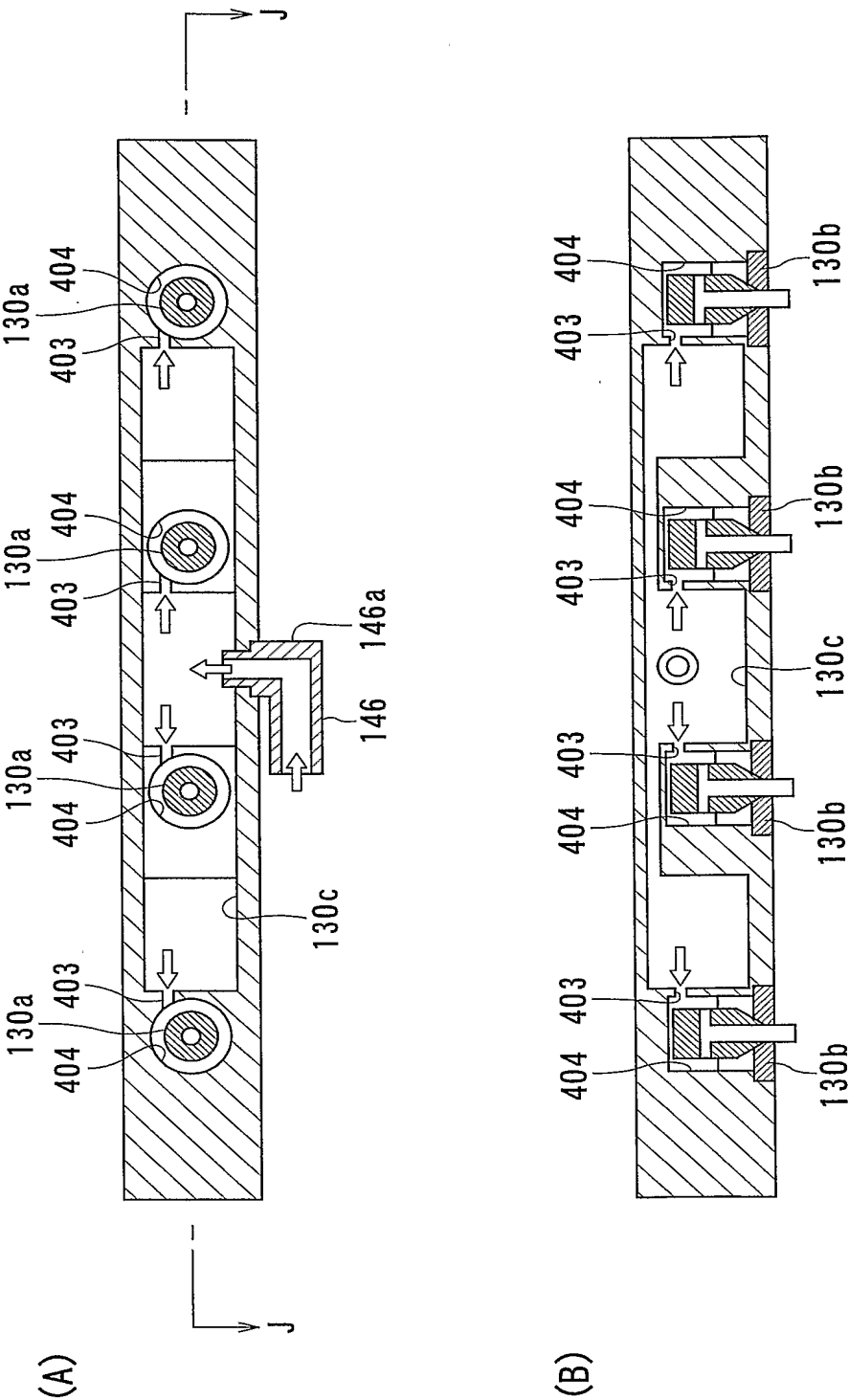


第26図

23/34

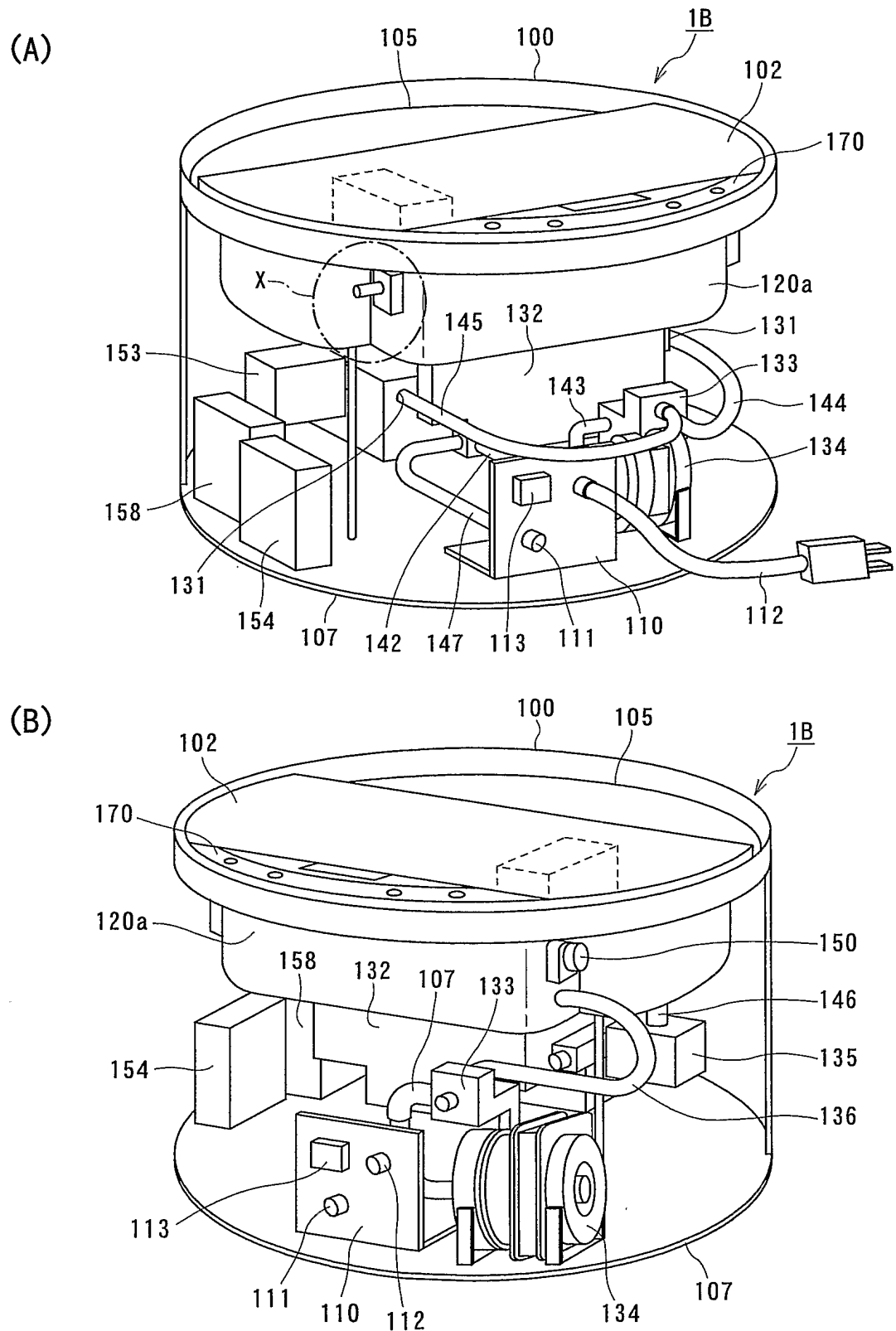


第27図



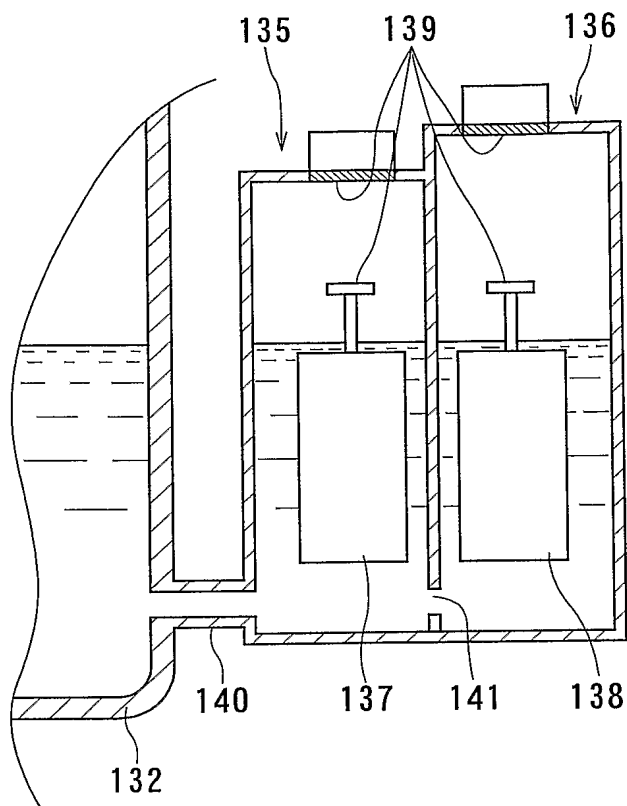
第28図

25/34

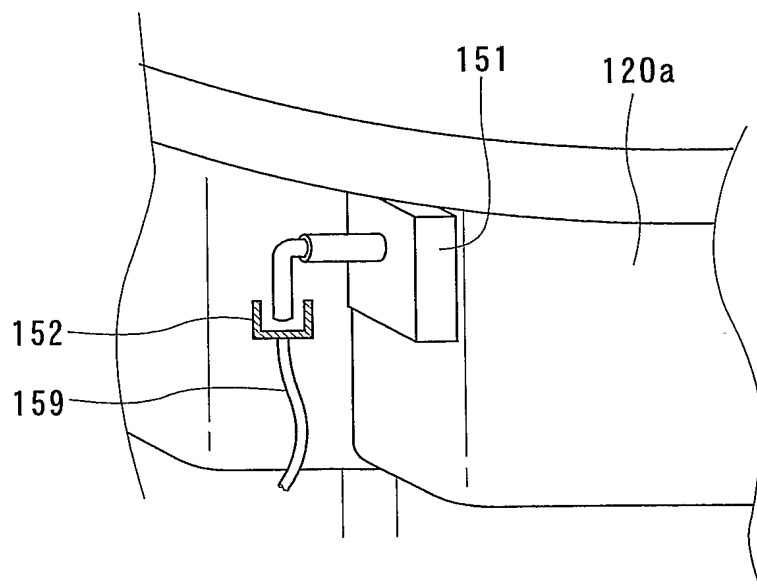


第29図

26/34

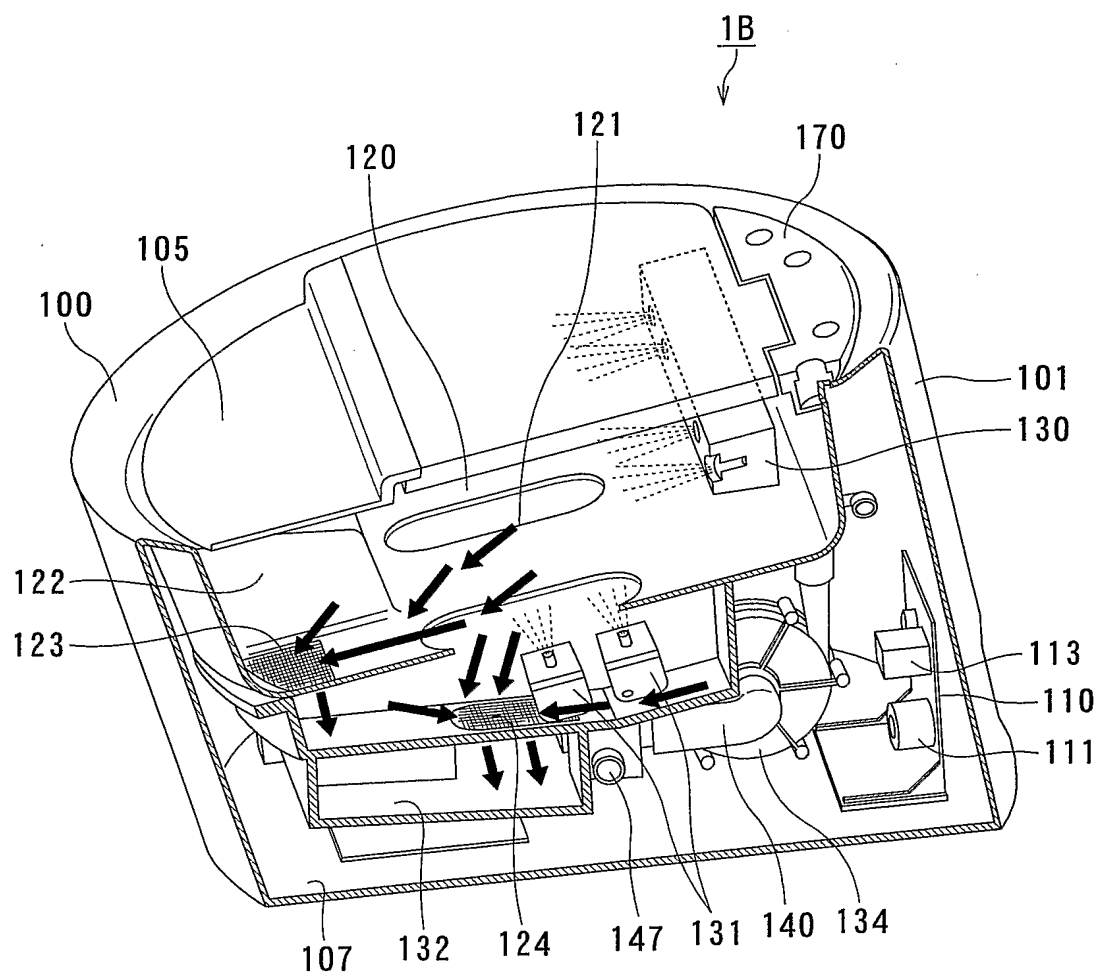


第30図



第31図

27/34

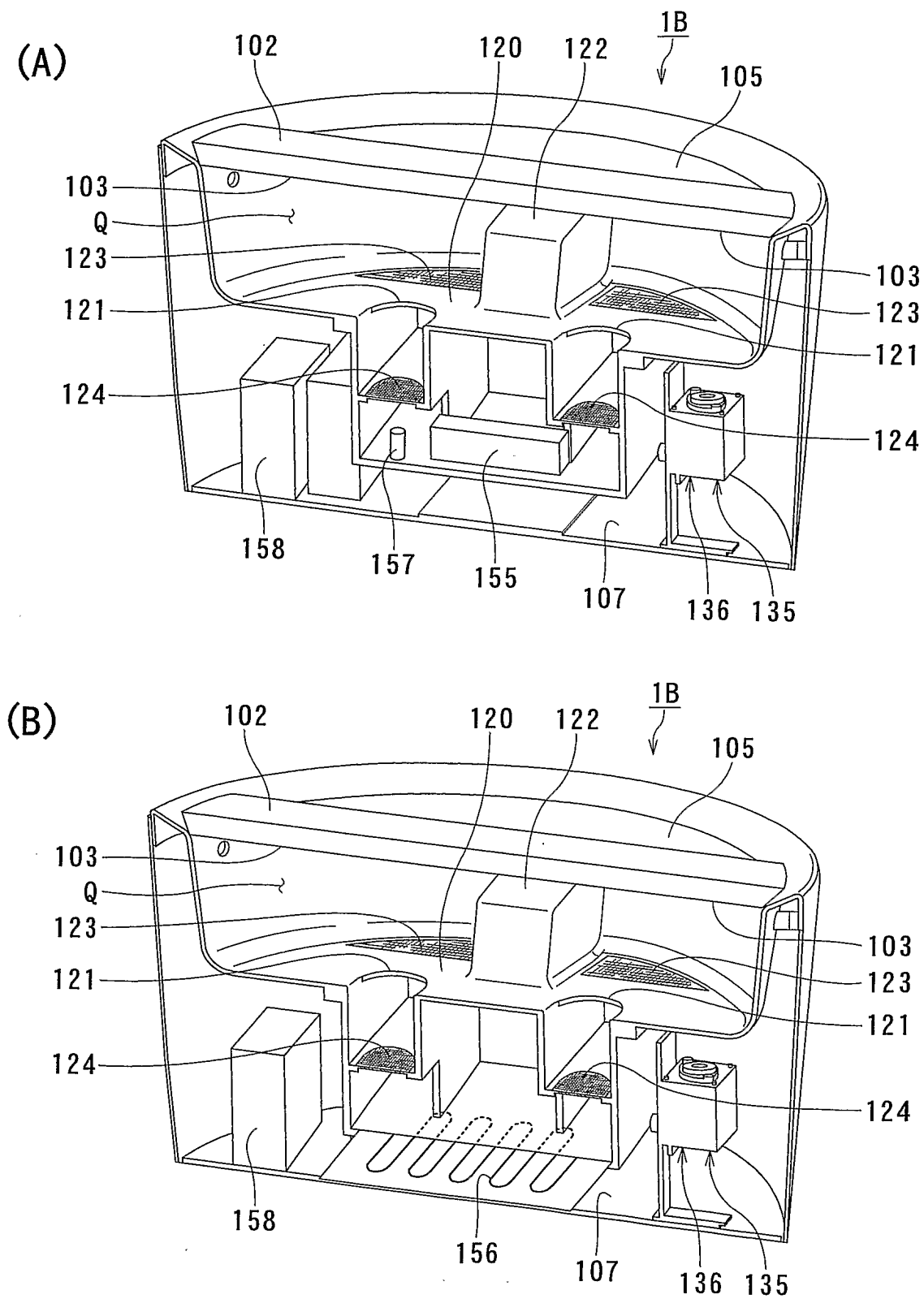


第32図



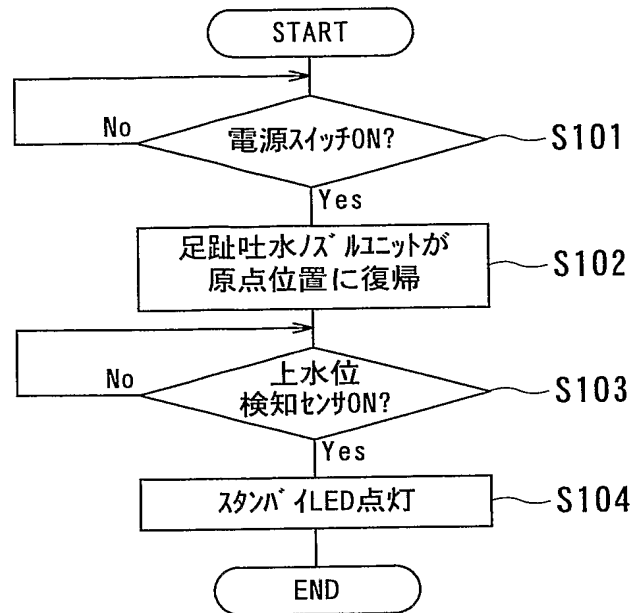


29/34

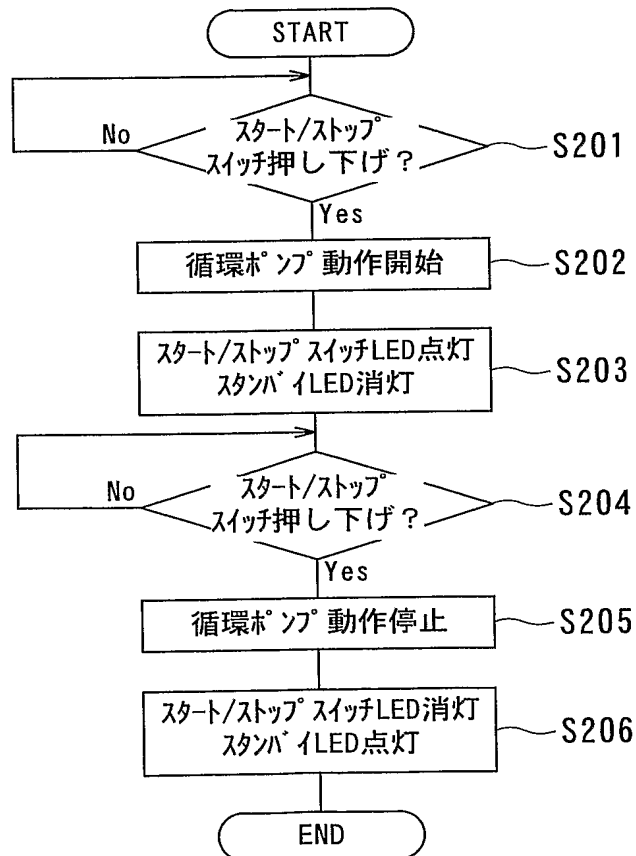


### 第34図

30/34

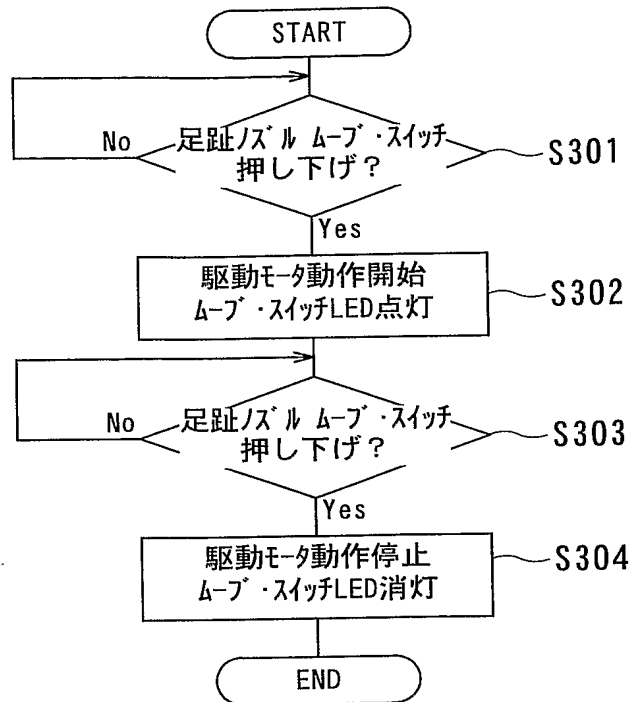


第35図

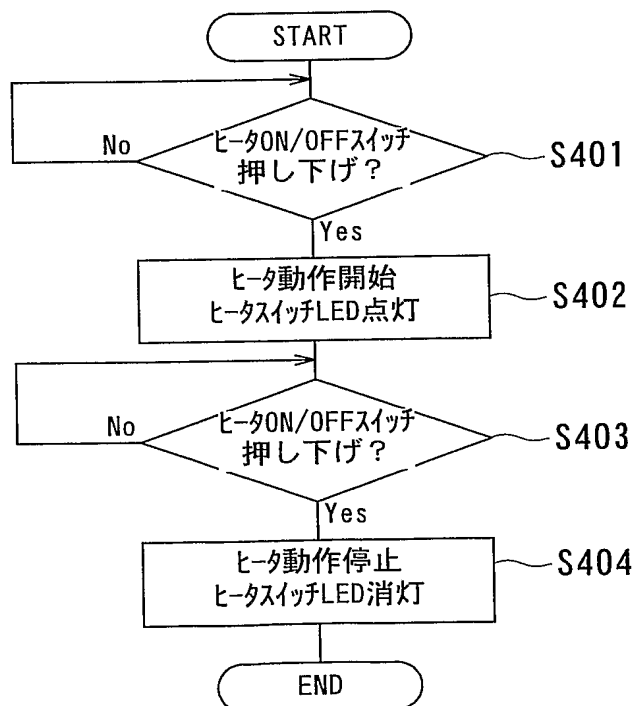


第36図

31/34

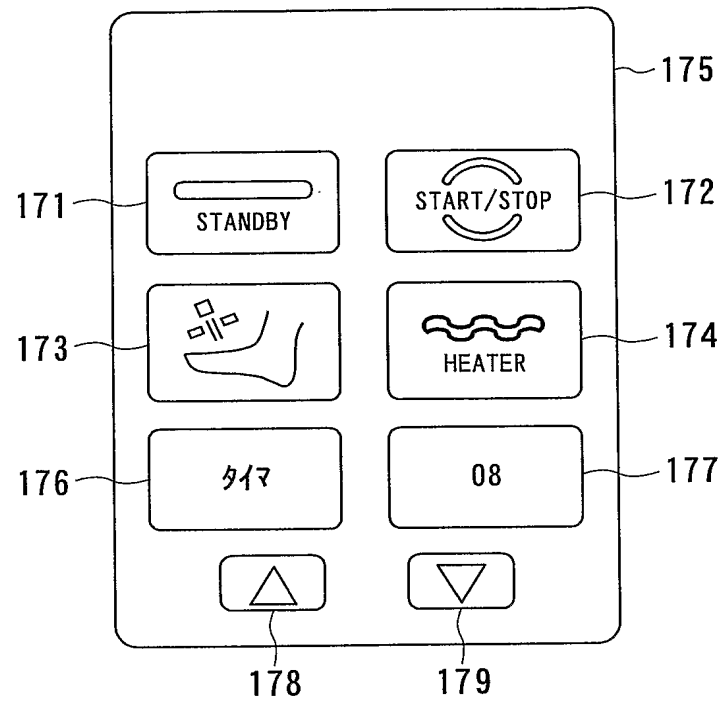


第37図



第38図

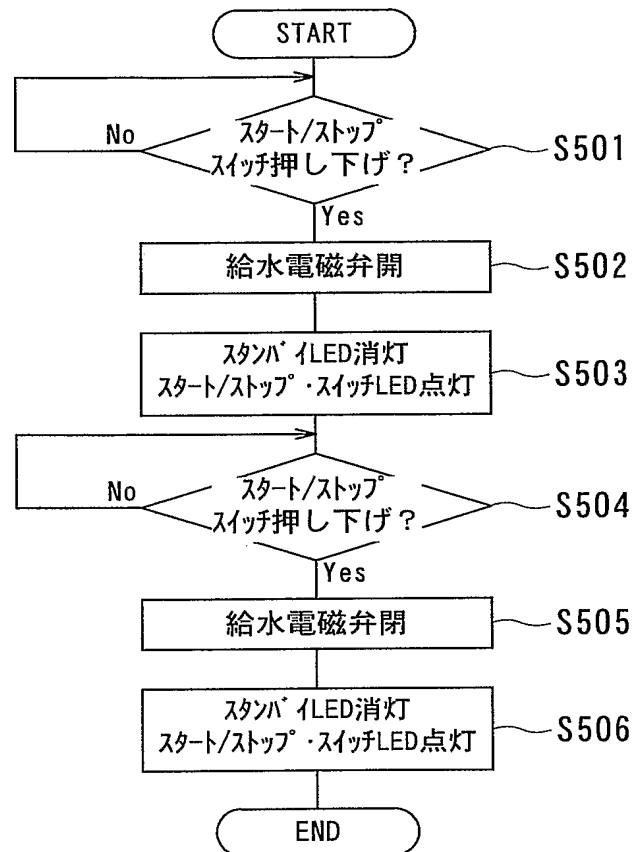
32/34



第39図



34/34



第41図

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004050

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl.<sup>7</sup> A61H9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.<sup>7</sup> A61H9/00, 23/00-23/04, A47K3/022

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 7318/1989 (Laid-open No. 98930/1990) (Kabushiki Kaisha Sekine), 07 August, 1990 (07.08.90), Full text; all drawings (Family: none)	1-4, 14-17 5-13
Y	JP 11-197204 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 27 July, 1999 (27.07.99), Par. No. [0034]; Figs. 1 to 2 (Family: none)	1-4, 14-17

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

## \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 June, 2004 (16.06.04)

Date of mailing of the international search report

29 June, 2004 (29.06.04)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004050

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 10-510465 A (AHN, Boo, Hong), 13 October, 1998 (13.10.98), Full text; all drawings & WO 97/42926 A1 & EP 841889 A1 & KR 208741 B1	14-17 1-13
Y	JP 2003-169832 A (Toto Ltd.), 17 June, 2003 (17.06.03), Par. Nos. [0026] to [0038]; Figs. 5 to 11 (Family: none)	16-17
A	JP 2004-502511 A (AHN, Shin-Young), 29 January, 2004 (29.01.04), Full text; all drawings & WO 02/74223 A1 & EP 1267793 A1 & US 6602212 B1	1-17
A	US 5241953 A (Jerrold Sykes), 07 September, 1993 (07.09.93), Full text; all drawings (Family: none)	1-17

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> A61H9/00

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> A61H9/00, 23/00-23/04, A47K3/022

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	日本国実用新案登録出願1-7318号(日本国実用新案登録出願公開2-98930号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(株式会社セキネ)1990.08.07 全文, 全図(ファミリーなし)	1-4, 14-17 5-13
Y	JP 11-197204 A(松下電器産業株式会社)1999.07.27 【0034】, 図1-2(ファミリーなし)	1-4, 14-17

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16.06.2004

国際調査報告の発送日

29.6.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

安井 寿儀

3 E

9530

電話番号 03-3581-1101 内線 3344

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	JP 10-510465 A(アーン, ボー・ホン)1998.10.13 全文, 全図 & WO 97/42926 A1 & EP 841889 A1 & KR 208741 B1	14-17 1-13
Y	JP 2003-169832 A(東陶機器株式会社)2003.06.17 【0026】-【0038】, 図5-11(ファミリーなし)	16-17
A	JP 2004-502511 A(アン, シン-ヨウン)2004.01.29 全文, 全図 & WO 02/74223 A1 & EP 1267793 A1 & US 6602212 B1	1-17
A	US 5241953 A(Jerrold Sykes)1993.09.07 全文, 全図(ファミリーなし)	1-17